(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2003 年3 月27 日 (27.03.2003)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 03/024870 A1

(51) 国際特許分類⁷: C01F 7/08, C08G 77/20, 77/14, 65/22, C08F 299/08

C01F 7/08, C07F 7/12, 7/18,

(21) 国際出願番号:

PCT/JP02/09538

(22) 国際出願日:

2002 年9 月17 日 (17.09.2002)

(25) 国際出題の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願2001-283304 2001年9月18日(18.09.2001) JF 特願2002-257738 2002年9月3日(03.09.2002) JF

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): チッソ 株式会社 (CHISSO CORPORATION) [JP/JP]; 〒530-0005 大阪府 大阪市 北区中之島三丁目 6番32号 Osaka (JP).

(72) 発明者; および

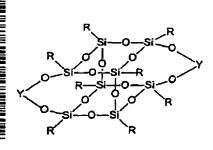
(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 森本 芳孝 (MO-RIMOTO,Yoshitaka) [JP/JP]; 〒236-8605 神奈川県 横 浜市金沢区 大川 5-1 チッソ株式会社 横浜研究 所内 Kanagawa (JP). 渡辺 健一 (WATANABE,Kenichi) [JP/JP]; 〒236-8605 神奈川県 横浜市金沢区 大川5-1 チッソ株式会社 横浜研究所内 Kanagawa (JP). 大竹 伸昌 (OOTAKE,Nobumasa) [JP/JP]; 〒236-8605 神奈川県 横浜市金沢区 大川5-1 チッソ株式会社 横浜研究所内 Kanagawa (JP). 稲垣 順一 (INAGAKI,Jyun-ichi) [JP/JP]; 〒236-8605 神奈川県 横浜市金沢区 大川 5-1 チッソ株式会社 横浜研究所内 Kanagawa (JP). 吉田 一浩 (YOSHIDA,Kazuhiro) [JP/JP]; 〒236-8605 神奈川県 横浜市金沢区 大川5-1 チッソ株式会社 横浜研究所内 Kanagawa (JP). 大熊 康之 (OHGUMA,Koji) [JP/JP]; 〒236-8605 神奈川県 横浜市金沢区 大川5-1 チッソ株式会社 横浜研究所内 Kanagawa (JP).

- (81) 指定国 (国内): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, OM, PH, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (広域): ARIPO 特許 (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ 特許 (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR,

[毓葉有]

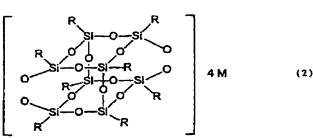
(54) Title: SILSESQUIOXANE DERIVATIVES AND PROCESS FOR PRODUCTION THEREOF

(54) 発明の名称: シルセスキオキサン誘導体およびその製造方法



(57) Abstract: The invention relates to silsesquioxane derivatives and a process for production thereof. Completely condensed silsesquioxane derivatives of the general formula (1), to which functional groups can be easily introduced, are produced by the use of incompletely condensed silsesquioxane derivatives of the general formula (2) which are each composed of a cage-type silsesquioxane having eight silicon atoms and four alkali metal atoms bonded thereto.

7O 03/024870 A1



GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, SK, TR), OAPI 特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

添付公開書類:

— 国際調査報告書

(57) 要約:

本発明はシルセスキオキサン誘導体およびその製造方法に関する。 下記式(2)で示される8個のSiを有するかご型のシルセスキオキサンに4個のアルカリ金属が結合した不完全縮合型シルセスキオキサン誘導体を用いて、下記式(1)で示される官能基の導入が容易な完全縮合型シルセスキオキサン誘導体を得る。

$$\begin{bmatrix}
R & Si - O - Si & R \\
O & Si - O - Si - R & O \\
O & Si - O - Si & R
\end{bmatrix}$$

$$A M (2)$$

$$\begin{bmatrix}
R & Si - O - Si & R & O \\
O & Si - O - Si & R
\end{bmatrix}$$

明 細 書

シルセスキオキサン誘導体およびその製造方法

5

10

15

[技術分野]

本発明は、電子材料、光学材料、電子光学材料、または触媒担持体として用いるためのシルセスキオキサン誘導体およびその製造方法に関する。このシルセスキオキサン誘導体は、高分子材料の難燃性、耐熱性、耐候性、電気絶縁性、表面特性、硬度、力学的強度、耐薬品性などを向上させるための添加剤としても利用できる。なお、本発明においては、3官能の加水分解性ケイ素化合物を加水分解し、縮合させることにより得られる化合物の総称として、シルセスキオキサンを用いる。また以下の説明においては、シルセスキオキサンを記号PSQで示すことがある。

「背景技術」

Feher等は、シクロペンチルトリクロロシランまたはシクロヘキシルトリクロロシランをアセトン中で加水分解することにより、不完全縮合型構造のPSQを得

10

15

20

25

ている(Organometallics, 1991, 10, 2556)。Shchegolikhina等は、フェニルトリプトキシシランを、プタノール中で等モルの水酸化ナトリウムと等モルの水とを用いて加水分解することにより、末端がSi-O-Naとなった環状四量体のPSQを合成している。また、フェニルトリクロロシラン加水分解物を、ブタノール中で等モルの水酸化ナトリウムと反応させることによっても、末端がSi-O-Naとなった環状四量体のPSQを合成している(Organometallics, 2000, 19, 1077)。

しかし、Shchegolikhina等の方法を用いて、完全縮合型構造または不完全縮合型構造を有するPSQを合成した例は報告されていない。また、完全縮合型構造または不完全縮合型構造構造を有するPSQのうち、容易に合成されて単離されている化合物の種類は限られている。その中で市販されているものの数は、さらに限定されている。最近では、完全縮合型構造または不完全縮合型構造を有するPSQに、種々の官能基が導入されたPSQ誘導体が、ハイブリッドプラスチック社より市販されており、多くの用途が提案されている。

しかしながら、市販されているPSQ誘導体の基本骨格は、SiO_{3/2}以外の結合状態の有機ケイ素基を有するものを含めて数種類にすぎない。従って、完全縮合型構造または不完全縮合型構造を有するPSQ誘導体を、広い用途において効果的に活用するためには、新規な骨格を有するPSQ誘導体が提供されることが望ましい。従来と比べてさらに短時間かつ低コストで製造できることも重要である。さらに、既存のPSQ誘導体には、樹脂との相溶性が悪く、そのために均一に混合することができなかったり、塗膜にした場合に白化したり、塗膜からブリードアウトするために添加量に限界があるなどの問題があった。そのために、PSQに期待される特性を十分に付与できないものもあった。従って、樹脂との相溶性が改善されたPSQ誘導体を提供することが、PSQの用途を広げるために望ましい。本発明の課題は、新規なPSQ誘導体およびこれを短時間かつ低コストで製造するための方法を提供することにより、従来のシルセスキオキサンに関するこのような問題点を解決することである。

15

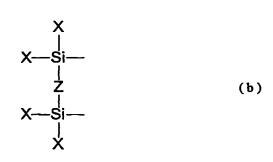
[発明の開示]

本発明者らは、3官能の加水分解性ケイ素化合物の加水分解方法を研究することにより、8個のSiを有するかご型のPSQにNaが結合した、不完全縮合型の新規なPSQ誘導体およびそれを容易に合成する方法を見出した。また、このPSQ誘導体を出発原料とすることにより、官能基等の導入が容易なPSQ誘導体を得た。さらに、重合性を有する官能基を導入した場合には、このPSQ誘導体を構成単位として有するオリゴマーまたはポリマーを合成できることを見出した。即ち、本発明は下記の[1]~[39]の構成を有する。

[1]式(1)で示されるシルセスキオキサン誘導体。

式 (1) 中のRのそれぞれは、水素、炭素数 1~45のアルキルの群、置換または非置換のアリールの群および置換または非置換のアリールアルキルの群から独立して選択される基であり、Yは式(a)または式(b)で示される基である。





式(a) および式(b) 中のXは、それぞれ独立して水素、ハロゲン、水酸基または1価の有機基であり、Zは-O-、-C H_2 -または単結合である。

但し、炭素数 $1\sim45$ のアルキルにおいて、任意の水素はフッ素で置き換えられてもよく、任意の $-CH_2$ -は-O-、-CH=CH-、シクロアルキレン、またはシクロアルケニレンで置き換えられてもよい。置換または非置換のアリールアルキル中のアルキレンにおいて、任意の水素はフッ素で置き換えられてもよく、任意の $-CH_2$ -は-O-、-CH=CH-、またはシクロアルキレンで置き換えられてもよい。

[2]式(a)および式(b)のそれぞれにおける少なくとも1つのXがR 10 と同様に定義される基である、[1]項に記載のシルセスキオキサン誘導体。

[3]式(1)中のRのそれぞれが炭素数1~30のアルキルの群および水素から独立して選択される基であり、式(a)および式(b)のそれぞれにおける少なくとも1つのXが炭素数1~45のアルキルの群、置換または非置換のフェニルの群およびナフチルから選択される基である、[1]項に記載のシルセスキオキサン誘導体。

但し、炭素数 $1 \sim 30$ のアルキルにおいて、任意の水素はフッ素で置き換えられてもよく、任意の- CH $_2$ - が- O - またはシクロアルキレンで置き換えられてもよい。炭素数 $1 \sim 45$ のアルキルにおいて、任意の水素はフッ素で置き換えられてもよく、任意の- CH $_2$ - は- O - 、- CH= CH- 、シクロアルキレン、

20 またはシクロアルケニレンで置き換えられてもよい。置換または非置換のフェニ

ルにおいて、ベンゼン環の任意の水素はハロゲンまたは炭素数1~18のアルキルで置き換えられてもよい。そして、この炭素数1~18のアルキルにおいては、任意の水素はフッ素で置き換えられてもよく、任意の一CH2 ーは一〇一、一CH=CH-またはフェニレンで置き換えられてもよい。フェニルが複数の置換基を有するときは、それらの置換基は同一の基であってもよいし、異なる基であってもよい。

[4]式(1)中のRのそれぞれが炭素数1~20のアルケニルの群および 炭素数1~20のアルキル中の任意の $-CH_2-$ がシクロアルケニレンで置き換えられた基の群から独立して選択される基であり、式(a)および式(b)のそれぞれにおける少なくとも1つのXが[3]項に記載のXと同様に定義される基である、[1]項に記載のシルセスキオキサン誘導体。

但し、炭素数 $1\sim20$ のアルケニルにおいて、任意の水素はフッ素で置き換えられてもよく、任意の $-CH_2$ -が-O-またはシクロアルキレンで置き換えられてもよい。炭素数 $1\sim20$ のアルキル中の任意の $-CH_2$ -がシクロアルケニレンで置き換えられた基において、任意の水素はフッ素で置き換えられてもよい。

- [5]式(1)中のRのそれぞれが置換または非置換のフェニルの群およびナフチルから独立して選択される基であり、式(a)および式(b)のそれぞれにおける少なくとも1つのXが[3]項に記載のXと同様に定義される基である、[1]項に記載のシルセスキオキサン誘導体。
- 20 但し、置換または非置換のフェニルにおいて、ベンゼン環の任意の水素はハロゲンまたは炭素数 1~10のアルキルで置き換えられてもよい。そして、この炭素数 1~10のアルキルにおいて、任意の水素はフッ素で置き換えられてもよく、任意の-CH2-は-O-、-CH=CH-、シクロアルキレンまたはフェニレンで置き換えられてもよい。フェニルが複数の置換基を有するときは、それらの25 置換基は同一の基であってもよいし、異なる基であってもよい。
 - [6]式(1)中のRのそれぞれが置換または非置換のフェニルアルキルの 群から独立して選択される基であり、式(a)および式(b)のそれぞれにおける少なくとも1つのXが[3]項に記載のXと同様に定義される基である、[1

] 項に記載のシルセスキオキサン誘導体。

但し、置換または非置換のフェニルアルキルのフェニルにおいて、ベンゼン環の任意の水素はハロゲンまたは炭素数1~12のアルキルで置き換えられてもよい。そして、この炭素数1~12のアルキルにおいて、任意の水素はフッ素で置き換えられてもよく、任意の一CH2ーは一Oー、一CH=CHー、シクロアルキレンまたはフェニレンで置き換えられてもよい。置換または非置換のフェニルアルキルのアルキレンにおいて、その炭素数は1~12であり、任意の水素はフッ素で置き換えられてもよく、任意の一CH2ーは一Oーまたはシクロアルキレンで置き換えられてもよく、任意の一CH2ーは一Oーまたはシクロアルキレンで置き換えられてもよい。フェニルが複数の置換基を有するときは、それらの置換基は同一の基であってもよいし、異なる基であってもよい。

[7]式(1)中のRのそれぞれが置換または非置換のフェニルアルケニルの群から独立して選択される基であり、式(a)および式(b)のそれぞれにおける少なくとも1つのXが[3]項に記載のXと同様に定義される基である、[1]項に記載のシルセスキオキサン誘導体。

但し、置換または非置換のフェニルアルケニルのフェニルにおいて、ベンゼン環の任意の水素はハロゲンまたは炭素数1~12のアルキルで置き換えられてもよい。そして、この炭素数1~12のアルキルにおいて、任意の水素はフッ素で置き換えられてもよく、任意の一CH2-は一O-、一CH=CH-、シクロアルキレンまたはフェニレンで置き換えられてもよい。置換または非置換のフェニルアルケニルのアルケニレンにおいて、その炭素数は1~12であり、任意の水素はフッ素で置き換えられてもよく、任意の一CH2-は一O-またはシクロアルキレンで置き換えられてもよく、任意の一CH2-は一O-またはシクロアルキレンで置き換えられてもよい。フェニルが複数の置換基を有するときは、それらの置換基は同一の基であってもよいし、異なる基であってもよい。

[8]式(1)中のRのそれぞれが炭素数1~8のアルキルの群、置換また 25 は非置換のフェニルの群、置換または非置換のフェニルアルキルの群およびナフ チルから独立して選択される基であり、式(a)および式(b)のそれぞれにお ける少なくとも1つのXが[3]項に記載のXと同様に定義される基である、[1]項に記載のシルセスキオキサン誘導体。

25

但し、炭素数 $1 \sim 8$ のアルキルにおいて、任意の水素はフッ素で置き換えられてもよく、任意の $-CH_2$ - は- O- 、- - CH= CH- 、シクロアルキレンまたはシクロアルケニレンで置き換えられてもよい。置換または非置換のフェニルにおいて、ベンゼン環の任意の水素はハロゲン、メチルまたはメトキシで置き換えられてもよい。置換または非置換のフェニルアルキルのフェニルにおいて、ベンゼン環の任意の水素はフッ素、炭素数 $1 \sim 4$ のアルキル、エテニルまたはメトキシで置き換えられてもよい。置換または非置換のフェニルアルキルのアルキレンにおいて、その炭素数は $1 \sim 8$ であり、任意の- CH $_2$ - は- O- 、- CH= CH- またはシクロアルキレンで置き換えられてよい。フェニルが複数の置換基を有するときは、それらの置換基は同一の基であってもよいし、異なる基であってもよい。

[9]式(1)中のRのすべてが炭素数1~8のアルキルの群、置換または非置換のフェニルの群、置換または非置換のフェニルアルキルの群およびナフチルから選択される同一の基であり、式(a)および式(b)のそれぞれにおける少なくとも1つのXが[3]項に記載のXと同様に定義される基である、[1]項に記載のシルセスキオキサン誘導体。

但し、炭素数 1~8のアルキルにおいて、任意の水素はフッ素で置き換えられてもよく、任意の一CH2 ーは一〇一、一CH=CHー、シクロアルキレンまたはシクロアルケニレンで置き換えられてもよい。置換または非置換のフェニルにおいて、ベンゼン環の任意の水素はハロゲン、メチルまたはメトキシで置き換えられてもよい。置換または非置換のフェニルアルキルのフェニルにおいて、ベンゼン環の任意の水素はフッ素、炭素数 1~4のアルキル、エテニルまたはメトキシで置き換えられてもよい。置換または非置換のフェニルアルキルのアルキレンにおいて、その炭素数は 1~8であり、任意の一CH2 ーは一〇一、一CH=CHーまたはシクロアルキレンで置き換えられてよい。フェニルが複数の置換基を有するときは、それらの置換基は同一の基であってもよいし、異なる基であってもよい。

[10]式(1)中のRのすべてが置換または非置換のフェニルの群、置換

20

または非置換のフェニルアルキルの群およびナフチルから選択される同一の基であり、式(a)および式(b)のそれぞれにおける少なくとも1つのXが[3]項に記載のXと同様に定義される基である、[1]項に記載のシルセスキオキサン誘導体。

5 但し、置換または非置換のフェニルにおいて、ベンゼン環の任意の水素はハロゲン、メチルまたはメトキシで置き換えられてもよい。置換または非置換のフェニルアルキルのフェニルにおいて、ベンゼン環の任意の水素はフッ素、炭素数1~4のアルキル、エテニルまたはメトキシで置き換えられてもよい。置換または非置換のフェニルアルキルのアルキレンにおいて、その炭素数は1~8であり、任意の-CH2-は-O-、-CH=CH-またはシクロアルキレンで置き換えられてよい。フェニルが複数の置換基を有するときは、それらの置換基は同一の基であってもよいし、異なる基であってもよい。

[11]式(1)中のRのすべてが非置換のフェニルであり、式(a)および式(b)のそれぞれにおける少なくとも1つのXが[3]項に記載のXと同様に定義される基である、[1]項に記載のシルセスキオキサン誘導体。

[12]式(1)中のRのそれぞれが水素、炭素数1~45のアルキルの群、置換または非置換のアリールの群および置換または非置換のアリールアルキルの群から独立して選択される基であり、式(a)および式(b)のそれぞれにおける少なくとも1つのXが官能基または官能基を有する基である、[1]項に記載のシルセスキオキサン誘導体。

但し、炭素数 $1\sim45$ のアルキルにおいて、任意の水素はフッ素で置き換えられてもよく、任意の $-CH_2$ -は-O-、-CH=CH-、シクロアルキレン、またはシクロアルケニレンで置き換えられてもよい。置換または非置換のアリールアルキル中のアルキレンにおいて、任意の水素はフッ素で置き換えられてもよく、任意の $-CH_2$ -は-O-、-CH=CH-、またはシクロアルキレンで置き換えられてもよい。

[13] [1] 項に記載の式(1) におけるRのそれぞれが水素および炭素数 $1\sim30$ のアルキルの群から独立して選択される基であり、官能基が-H(S

i に結合した)、-F、-C1、-Br、-OH、 $-CF_3$ 、パーフルオロアルキル、アルコキシ、-COOH、2-オキサプロパン-1, $3-ジオイル、ポリアルキレンオキシ、エステル、エポキシ、オキセタン環、<math>-NH_2$ 、-CN、-NCO、アルケニル、シクロアルケニル、-SHおよび $-PH_2$ から選択される基である、 $[1\ 2]$ 項に記載のシルセスキオキサン誘導体。

但し、炭素数 $1\sim30$ のアルキルにおいて、任意の水素はフッ素で置き換えられてもよく、任意の $-CH_2-$ が-O-またはシクロアルキレンで置き換えられてもよい。

[14] [1] 項に記載の式(1) におけるRのそれぞれが炭素数1~20 のアルケニルの群および炭素数1~20のアルキルの任意の-CH2-がシクロアルケニレンで置き換えられた基の群から独立して選択される基であり、官能基が[13] 項に記載の官能基と同様に定義される基である、[12] 項に記載のシルセスキオキサン誘導体。

但し、炭素数1~20のアルケニルにおいて、任意の水素はフッ素で置き換えられてもよく、任意の一CH₂ ーが一Oーまたはシクロアルキレンで置き換えられてもよい。炭素数1~20のアルキルの任意の一CH₂ ーがシクロアルケニレンで置き換えられた基において、任意の水素はフッ素で置き換えられてもよい。

[15] [1] 項に記載の式(1) におけるRのそれぞれが置換または非置換のフェニルの群およびナフチルから独立して選択される基であり、官能基が [13] 項に記載の官能基と同様に定義される基である、 [12] 項に記載のシルセスキオキサン誘導体。

但し、置換または非置換のフェニルにおいて、ベンゼン環の任意の水素はハロゲンまたは炭素数1~10のアルキルで置き換えられてもよい。そして、この炭素数1~10のアルキルにおいて、任意の水素はフッ素で置き換えられてもよく、

25 任意の-CH2 -は-O-、-CH=CH-、シクロアルキレンまたはフェニレンで置き換えられてもよい。フェニルが複数の置換基を有するときは、それらの置換基は同一の基であってもよいし、異なる基であってもよい。

[16] [1] 項に記載の式(1) におけるRのそれぞれが置換または非置

15

20

25

換のフェニルアルキルの群から独立して選択される基であり、官能基が [13] 項に記載の官能基と同様に定義される基である、 [12] 項に記載のシルセスキオキサン誘導体。

但し、置換または非置換のフェニルアルキルのフェニルにおいて、ベンゼン環の任意の水素はハロゲンまたは炭素数 1~12のアルキルで置き換えられてもよい。そして、この炭素数 1~12のアルキルにおいて、任意の水素はフッ素で置き換えられてもよく、任意の一CH2一は一O一、一CH=CH一、シクロアルキレンまたはフェニレンで置き換えられてもよい。置換または非置換のフェニルアルキルのアルキレンにおいて、その炭素数は 1~12であり、任意の水素はフッ素で置き換えられてもよく、任意の一CH2一は一O一またはシクロアルキレンで置き換えられてもよい。フェニルが複数の置換基を有するときは、それらの置換基は同一の基であってもよいし、異なる基であってもよい。

[17] [1] 項に記載の式(1)中のRのそれぞれが置換または非置換のフェニルアルケニルの群から独立して選択される基であり、官能基が[13]項に記載の官能基と同様に定義される基である、[12]項に記載のシルセスキオキサン誘導体。

但し、置換または非置換のフェニルアルケニルのフェニルにおいて、ベンゼン環の任意の水素はハロゲンまたは炭素数 $1\sim12$ のアルキルで置き換えられてもよい。そして、この炭素数 $1\sim12$ のアルキルにおいて、任意の水素はフッ素で置き換えられてもよく、任意の $-CH_2-it-O-$ 、-CH=CH-、シクロアルキレンまたはフェニレンで置き換えられてもよい。置換または非置換のフェニルアルケニルのアルケニレンにおいて、その炭素数は $1\sim12$ であり、任意の水素はフッ素で置き換えられてもよく、任意の $-CH_2-it-O-$ またはシクロアルキレンで置き換えられてもよく、任意の $-CH_2$ -は-O-またはシクロアルキレンで置き換えられてもよい。フェニルが複数の置換基を有するときは、それらの置換基は同一の基であってもよいし、異なる基であってもよい。

[18] [1] 項に記載の式(1) 中のRのそれぞれが炭素数1~8のアルキルの群、置換または非置換のフェニルの群、置換または非置換のフェニルアルキルの群およびナフチルから独立して選択される基であり、官能基が[13]項

25

に記載の官能基と同様に定義される基である、 [12] 項に記載のシルセスキオキサン誘導体。

但し、炭素数 1~8のアルキルにおいて、任意の水素はフッ素で置き換えられてもよく、任意の一CH2 ーは一〇一、一CH=CH一、シクロアルキレンまたはシクロアルケニレンで置き換えられてもよい。置換または非置換のフェニルにおいて、ベンゼン環の任意の水素はハロゲン、メチルまたはメトキシで置き換えられてもよい。置換または非置換のフェニルアルキルのフェニルにおいて、ベンゼン環の任意の水素はフッ素、炭素数 1~4のアルキル、エテニルまたはメトキシで置き換えられてもよい。置換または非置換のフェニルアルキルのアルキレンにおいて、その炭素数は 1~8であり、任意の一CH2 ーは一〇一、一CH=CHーまたはシクロアルキレンで置き換えられてよい。フェニルが複数の置換基を有するときは、それらの置換基は同一の基であってもよいし、異なる基であってもよい。

[19] [1] 項に記載の式(1) 中のRのすべてが炭素数1~8のアルキ ルの群、置換または非置換のフェニルの群、置換または非置換のフェニルアルキ ルの群およびナフチルから選択される同一の基であり、官能基が [13] 項に記載の官能基と同様に定義される基である、 [12] 項に記載のシルセスキオキサン誘導体。

但し、炭素数 $1\sim 8$ のアルキルにおいて、任意の水素はフッ素で置き換えられてもよく、任意の $-\mathrm{CH_2}$ $-\mathrm{id}-\mathrm{O}-$ 、 $-\mathrm{CH}=\mathrm{CH}-$ 、シクロアルキレンまたはシクロアルケニレンで置き換えられてもよい。置換または非置換のフェニルにおいて、ベンゼン環の任意の水素はハロゲン、メチルまたはメトキシで置き換えられてもよい。置換または非置換のフェニルアルキルのフェニルにおいて、ベンゼン環の任意の水素はフッ素、炭素数 $1\sim 4$ のアルキル、エテニルまたはメトキシで置き換えられてもよい。置換または非置換のフェニルアルキルのアルキレンにおいて、その炭素数は $1\sim 8$ であり、任意の $-\mathrm{CH_2}$ $-\mathrm{id}-\mathrm{O}-$ 、 $-\mathrm{CH}=\mathrm{CH}$ $-\mathrm{s}$ たはシクロアルキレンで置き換えられてよい。フェニルが複数の置換基を有するときは、それらの置換基は同一の基であってもよいし、異なる基であっても

よい。

[20] [1] 項に記載の式 (1) 中のRのすべてが置換または非置換のフェニルの群、置換または非置換のフェニルアルキルの群およびナフチルから選択される同一の基であり、官能基が [13] 項に記載の官能基と同様に定義される基である、 [12] 項に記載のシルセスキオキサン誘導体。

但し、置換または非置換のフェニルにおいて、ベンゼン環の任意の水素はハロゲン、メチルまたはメトキシで置き換えられてもよい。置換または非置換のフェニルアルキルのフェニルにおいて、ベンゼン環の任意の水素はフッ素、炭素数 1~4のアルキル、エテニルまたはメトキシで置き換えられてもよい。置換または非置換のフェニルアルキルのアルキレンにおいて、その炭素数は 1~8 であり、任意の一 CH2 ーは一 Oー、一 CH = CH ーまたはシクロアルキレンで置き換えられてよい。フェニルが複数の置換基を有するときは、それらの置換基は同一の基であってもよいし、異なる基であってもよい。

[21] [1] 項に記載の式 (1) におけるRのすべてが非置換のフェニル 15 であり、官能基が [13] 項に記載の官能基と同様に定義される基である、 [1 2] 項に記載のシルセスキオキサン誘導体。

[22] [1] 項に記載の式(a) および式(b) のそれぞれにおいて、少なくとも一つのXが重合性を有する基である、[1] \sim [21] のいずれか1項に記載のシルセスキオキサン誘導体。

20 [23] 重合性を有する基が重合性の二重結合、エポキシまたはオキセタン 環を有する基である、[22] 項に記載のシルセスキオキサン誘導体。

[24] [1] 項に記載の式(a) および式(b) のそれぞれにおいて、少なくとも一つのXが2ーオキサプロパンー1, 3-ジオイルを有する基である、「[12] ~ [21] のいずれか1項に記載のシルセスキオキサン誘導体。

25 [25] [1] 項に記載の式(a) および式(b) のそれぞれにおいて、少なくとも一つのXがハロゲン化アルキルである、[1] ~ [21] のいずれか1 項に記載のシルセスキオキサン誘導体。

[26] [22] 項に記載のシルセスキオキサン誘導体を用いて得られる重

合体。

[27] [23] 項に記載のシルセスキオキサン誘導体を用いて得られる重合体。

[28] [24] 項に記載のシルセスキオキサン誘導体を用いて得られる重 5 合体。

[29]式(2)で示されるシルセスキオキサン誘導体に少なくとも2つの 塩素を有するケイ素化合物を反応させることを特徴とする、[1]項に記載のシ ルセスキオキサン誘導体の製造方法。

$$\begin{bmatrix}
R & Si & O & Si & R \\
O & Si & O & Si & R \\
O & Si & O & Si & R
\end{bmatrix}$$

$$A M \qquad (2)$$

10 式(2)において、Rは[1]項に記載の式(1)におけるRと同一であり、M は1価のアルカリ金属原子である。

[30] 少なくとも2つの塩素を有するケイ素化合物が式(3)で示される 化合物である、[29] 項に記載の製造方法。

$$\begin{pmatrix} x^{1} & x^{1} \\ CI - Si - Z \end{pmatrix}_{n} - Si - CI_{(2-n)}$$

$$\begin{array}{c} x^{1} \\ - Si - CI_{(2-n)} \\ x^{1} \end{array}$$
(3)

15 式 (3) において、nは0または1、Zは-O-、 $-CH_2$ - または単結合であり、 X^1 のそれぞれは水素、Nロゲン、炭素数 $1\sim45$ のアルキルの群、置換または非置換のアリールの群および置換または非置換のアリールアルキルの群から独立して選択される基である。

但し、炭素数 $1\sim45$ のアルキルにおいて、任意の水素はフッ素で置き換えられてもよく、任意の $-\mathrm{CH_2}$ ーは $-\mathrm{O-}$ 、 $-\mathrm{CH=CH-}$ 、シクロアルキレン、またはシクロアルケニレンで置き換えられてもよい。置換または非置換のアリールアルキル中のアルキレンにおいて、任意の水素はフッ素で置き換えられてもよく、任意の $-\mathrm{CH_2}$ ーは $-\mathrm{O-}$ 、 $-\mathrm{CH=CH-}$ 、またはシクロアルキレンで置き換えられてもよい。

[31] 少なくとも2つの塩素を有するケイ素化合物が、式(4)で示される化合物である、[29] 項に記載の製造方法。

$$X^{1} - Si - CI$$

$$CI$$

$$CI$$

$$CI$$

$$(4)$$

10 式(4)における X^1 は、[30]項に記載の式(3)における X^1 と同様に定義される。

[32]少なくとも2つの塩素を有するケイ素化合物が、式(5)で示される化合物である、[29]項に記載の製造方法。

$$X^{1} - Si - Z - Si - X^{1}$$

$$CI \qquad CI$$

$$CI \qquad CI$$

$$CI \qquad CI$$

15 式 (5) におけるZおよび X^1 は、[30] 項に記載の式 (3) におけるZおよび X^1 と、それぞれ同様に定義される。

[33]式(2)で示されるシルセスキオキサン誘導体。

$$\begin{bmatrix}
R & Si & O & Si & R \\
R & O & O & O & O \\
O & Si & O & Si & R & O \\
R & Si & O & Si & R
\end{bmatrix}$$

$$A M \qquad (2)$$

式 (2) において、Rは [1] 項に記載の式 (1) におけるRと同一であり、Mは1価のアルカリ金属原子である。

[34] Rが [2] ~ [11] のいずれか1項に記載のRと同様に定義される基である、[33] 項に記載のシルセスキオキサン誘導体。

5 [35]式(6)で示されるケイ素化合物を用いることを特徴とする、[33]項に記載のシルセスキオキサン誘導体の製造方法。



式(6)において、Rは[33]項に記載の式(2)におけるRと同一であり、 Aは加水分解性の基である。

10 [36] 1価のアルカリ金属水酸化物および水を用いて式(6)で示される ケイ素化合物を加水分解し、縮合させることを特徴とする、[35]項に記載の 製造方法。

[37] 1価のアルカリ金属水酸化物が水酸化ナトリウムまたは水酸化カリウムであり、これと水に加えてアルコール類を存在させることを特徴とする、[36] 項に記載の製造方法。

[38] [35] 項に記載の式(6) 中のAが塩素または炭素数1~4のアルキルオキシである、[35]~[37]のいずれか1項に記載の製造方法。

[39] 式 (6) におけるRが、[2] \sim [11] のいずれか1項に記載の

Rと同様に定義される基である、[35]項に記載の製造方法。

本発明で用いる用語は、次のように定義される。アルキルおよびアルキレンは 5 、いずれの場合も直鎖の基であってもよく、分岐された基であってもよい。この ことは、これらの基において任意の水素がハロゲンや環式の基などと置き換えら れた場合も、任意の-CH2-が-O-、-CH=CH-、シクロアルキレン、 シクロアルケニレン、フェニレンなどで置き換えられた場合も同様である。本発 明で用いる「任意の」は、位置のみならず個数も任意であることを示す。そして 10 、個数が複数であるときには、それぞれ異なる基で置き換えられてもよい。例え ば、アルキルにおいて2個の-CH。-が-O-と-CH=CH-で置き換えら れる場合には、アルコキシアルケニルまたはアルケニルオキシアルキルを示すこ とになる。この場合のアルコキシ、アルケニレン、アルケニルおよびアルキレン のいずれの基も、直鎖の基であってもよく、分岐された基であってもよい。但し 、任意の一CH2ーが一Oーで置き換えられると記述するときには、連続する複 数の一CH。一が一〇一で置き換えられることはない。なお、特に説明しない場 合のハロゲンは、フッ素、塩素、臭素などであり、好ましいハロゲンはフッ素お よび塩素である。

20 以下の説明では、式(1)で示されるPSQ誘導体をPSQ(1)と表記することがある。式(2)で示されるPSQ誘導体をPSQ(2)と表記することがある。式(3)で示される化合物、式(4)で示される化合物、式(5)で示される化合物および式(6)で示される化合物を、それぞれ化合物(3)、化合物(4)、化合物(5)および化合物(6)と表記することがある。また、テトラクロロシラン、化合物(3)、化合物(4)、および化合物(5)を総称して、塩素化ケイ素化合物と表記することがある。

本発明のPSQ誘導体は、式(1)で示される。

式(1)において、Rのそれぞれは、水素、炭素数1~45のアルキルの群、置換または非置換のアリールの群および置換または非置換のアリールアルキルの群から独立して選択される基である。すべてのRが同一の基であることが好ましいが、8個のRが異なる2つ以上の基で構成されていてもよい。8個のRが異なる基で構成される場合の例は、2つ以上のアルキルで構成される場合、2つ以上のアリールで構成される場合、2つ以上のアラルキルで構成される場合、水素と少なくとも1つのアリールとで構成される場合、少なくとも1つのアルキルと少なくとも1つのアリールとで構成される場合、少なくとも1つのアルキルと少なくとも1つのアラルキルとで構成される場合、少なくとも1つのアリールと少なくとも1つのアラルキルとで構成される場合、少なくとも1つのアリールと少なくとも1つのアラルキルとで構成される場合などである。これらの例以外の組み合わせでもよい。少なくとも2つの異なるRを有する化合物(1)は、化合物(2)を製造する際に2つ以上の化合物(6)を用いることにより得ることができる。化合物(2)については後述する。

15 Rがアルキルであるとき、その炭素数は1~45である。好ましい炭素数は1~30である。より好ましい炭素数は1~8である。そして、その任意の水素はフッ素で置き換えられてもよく、任意の一CH2 ーは一Oー、一CH=CHー、シクロアルキレン、またはシクロアルケニレンで置き換えられてもよい。アルキルの好ましい例は、炭素数1~30の非置換のアルキル、炭素数2~29のアルコキシアルキル、炭素数1~8のアルキルにおいて1個の一CH2 ーがシクロアルキレンで置き換えられた基、炭素数2~20のアルケニル、炭素数2~20のアルケニル、炭素数2~20のアルケニル、炭素数2~20の

15

20

アルケニルオキシアルキル、炭素数2~20のアルキルオキシアルケニル、炭素数1~8のアルキルにおいて1個の一CH₂ ーがシクロアルケニレンで置き換えられた基、ここに列挙したそれぞれの基において任意の水素がフッ素で置き換えられた基などである。シクロアルキレンおよびシクロアルケニレンの好ましい炭素数は、3~8である。

炭素数1~30の非置換のアルキルの例は、メチル、エチル、プロピル、1-メチルエチル、ブチル、2-メチルプロピル、1,1-ジメチルエチル、ペンチ ル、ヘキシル、1,1,2-トリメチルプロピル、ヘプチル、オクチル、2,4 **. 4 – トリメチルペンチル、ノニル、デシル、ウンデシル、ドデシル、テトラデ** シル、ヘキサデシル、オクタデシル、エイコシル、ドコシル、トリアコンチルな どである。炭素数1~30のフッ素化アルキルの例は、3,3,3ートリフルオ ロプロピル、3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6ーノナデカフルオロヘキシル 、トリデカフルオロー1, 1, 2, 2ーテトラヒドロオクチル、ヘプタデカフル オロー1, 1, 2, 2ーテトラヒドロデシル、パーフルオロー1H, 1H, 2H , 2Hードデシル、パーフルオロー1H, 1H, 2H, 2Hーテトラデシルなど である。炭素数2~29のアルコキシアルキルの例は、3-メトキシプロピル、 メトキシエトキシウンデシル、3-ヘプタフルオロイソプロポキシプロピルなど である。炭素数1~8のアルキルにおいて1個の-CH。-がシクロアルキレン で置き換えられた基の例は、シクロヘキシルメチル、アダマンタンエチル、シク ロペンチル、シクロヘキシル、2-ビシクロヘプチル、シクロオクチルなどであ る。シクロヘキシルは、メチルの一CH2ーがシクロヘキシレンで置き換えられ た例である。シクロヘキシルメチルは、エチルの一CH2一がシクロヘキシレン で置き換えられた例である。

炭素数 2~20のアルケニルの例は、エテニル、2-プロペニル、3-ブテニ 25 ル、5-ヘキセニル、7-オクテニル、10-ウンデセニル、21-ドコセニル などである。炭素数 2~20のアルケニルオキシアルキルの例は、アリルオキシ ウンデシルである。炭素数 1~8のアルキルにおいて1個の一CH₂-がシクロ アルケニレンで置き換えられた基の例は、2-(3-シクロヘキセニル) エチル

、5-(ビシクロヘプテニル)エチル、2-シクロペンテニル、3-シクロヘキ セニル、5-ノルボルネン-2-イル、4-シクロオクテニルなどである。

- 式(1)中のRが置換または非置換のアリールである場合の例は、任意の水素がハロゲンまたは炭素数1~10のアルキルで置き換えられてもよいフェニル、および非置換のナフチルである。ハロゲンの好ましい例は、フッ素、塩素および臭素である。炭素数1~10のアルキルにおいては、任意の水素はフッ素で置き換えられてもよく、任意の一CH2ーは一〇一、一CH=CHー、またはフェニレンで置き換えられてもよい。即ち、Rが置換または非置換のアリールである場10合の好ましい例は、非置換のフェニル、非置換のナフチル、アルキルフェニル、アルキルオキシフェニル、アルケニルフェニル、炭素数1~10のアルキルにおいて任意の一CH2ーがフェニレンで置き換えられた基を置換基として有するフェニル、ここに列挙したそれぞれの基において任意の水素がハロゲンで置き換えられた基などである。
- 15 ハロゲン化フェニルの例は、ペンタフルオロフェニル、4ークロロフェニル、 4ーブロモフェニルなどである。アルキルフェニルの例は、4ーメチルフェニル 、4ーエチルフェニル、4ープロピルフェニル、4ーブチルフェニル、4ーペン チルフェニル、4ーヘプチルフェニル、4ーオクチルフェニル、4-ノニルフェ ニル、4ーデシルフェニル、2, 4ージメチルフェニル、2, 4, 6ートリメチ 20 ルフェニル、2, 4, 6-トリエチルフェニル、4-(1-メチルエチル)フェ ニル、4-(1, 1-ジメチルエチル)フェニル、4-(2-エチルヘキシル) フェニル、2, 4, 6ートリス(1ーメチルエチル)フェニルなどである。アル キルオキシフェニルの例は、4ーメトキシフェニル、4ーエトキシフェニル、4 ープロポキシフェニル、4ーブトキシフェニル、4ーペンチルオキシフェニル、 25 4-ヘプチルオキシフェニル、4-デシルオキシフェニル、4-オクタデシルオ キシフェニル、4-(1-メチルエトキシ)フェニル、4-(2-メチルプロポ キシ)フェニル、4-(1,1-ジメチルエトキシ)フェニルなどである。アル ケニルフェニルの例は、4-エテニルフェニル、4-(1-メチルエテニル)フ

ェニル、4-(3-プテニル)フェニルなどである。

炭素数 $1\sim10$ のアルキルにおいて任意の $-\mathrm{CH_2}$ -がフェニレンで置き換えられた基を置換基として有するフェニルの例は、4-(2-フェニルエテニル)フェニル、4-フェニルオキシフェニル、3-フェニルメチルフェニル、ピフェニル、ターフェニルなどである。4-(2-フェニルエテニル)フェニルは、エチルフェニルのエチル基において、1個の $-\mathrm{CH_2}$ -がフェニレンで置き換えられ、もう1個の $-\mathrm{CH_2}$ -が-CH $=\mathrm{CH}$ -で置き換えられた例である。

ベンゼン環の水素の一部がハロゲンで置き換えられ、さらに他の水素がアルキル、アルキルオキシまたはアルケニルで置き換えられたフェニルの例は、3ークロロー4ーメチルフェニル、2,5ージクロロー4ーメチルフェニル、3,5ージクロロー4ーメチルフェニル、2,3,6ートリクロロー4ーメチルフェニル、3ープロモー4ーメチルフェニル、2,5ージブロモー4ーメチルフェニル、3,5ージブロモー4ーメチルフェニル、2,5ージブロモー4ーメチルフェニル、3,5ージブロモー4ーメチルフェニル、2,3ージフルオロー4ーメチルフェニル、3,5ージブロモー4ーメトキシフェニル、3ープロモー4ーメトキシフェニル、3,5ージブロモー4ーメトキシフェニル、2,3ージフルオロー4ーメトキシフェニル、2,3ージフルオロー4ープロポキシフェニル、4ーエテニルー2,3,5,6ーテトラフルオロフェニルなどである。

次に、式(1)中のRが置換または非置換のアリールアルキルである場合の例を挙げる。アリールアルキルのアルキレンにおいて、任意の水素はフッ素で置き換えられてもよく、任意の一CH2 ーは一〇一、一CH=CHー、またはシクロアルキレンで置き換えられてもよい。アリールアルキルの好ましい例はフェニルアルキルである。このとき、アルキレンの好ましい炭素数は1~12であり、より好ましい炭素数は1~8である。非置換のフェニルアルキルの例は、フェニルメチル、2ーフェニルエチル、3ーフェニルプロピル、4ーフェニルブチル、5ーフェニルペンチル、6ーフェニルヘキシル、11ーフェニルウンデシル、1ーフェニルエチル、2ーフェニルプロピル、1ーメチルー2ーフェニルエチル、1

20

25

-フェニルプロピル、3-フェニルブチル、1-メチル-3-フェニルプロピル 、2-フェニルブチル、2-メチル-2-フェニルプロピル、1-フェニルヘキ シルなどである。

フェニルアルキルにおいて、ベンゼン環の任意の水素はハロゲンまたは炭素数 1~12のアルキルで置き換えられてもよい。この炭素数1~12のアルキルにおいて、任意の水素はフッ素で置き換えられてもよく、任意の一CH2一は一〇一、一CH=CHー、シクロアルキレン、またはフェニレンで置き換えられてもよい。フェニルの任意の水素がフッ素で置き換えられたフェニルアルキルの例は、4ーフルオロフェニルメチル、2,3,4,5,6ーペンタフルオロフェニル メチル、2-(2,3,4,5,6ーペンタフルオロフェニル) プロピル、3-(2-フルオロフェニル) プロピル、2-(2-フルオロフェニル) プロピル、2-(2-フルオロフェニル) プロピル、2-(2-フルオロフェニル) プロピル、2-(2-フルオロフェニル) プロピル、2-(2-フルオロフェニル) プロピル、2-(2-フルオロフェニル) プロピルなどである。

ベンゼン環の任意の水素が塩素で置き換えられたフェニルアルキルの例は、4 ークロロフェニルメチル、2ークロロフェニルメチル、2,6ージクロロフェニ ルメチル、2, 4ージクロロフェニルメチル、2, 3, 6ートリクロロフェニル メチル、2、4、6-トリクロロフェニルメチル、2,4,5-トリクロロフェ ニルメチル、2, 3, 4, 6ーテトラクロロフェニルメチル、2, 3, 4, 5, 6-ペンタクロロフェニルメチル、2-(2-クロロフェニル)エチル、2-(4-クロロフェニル) エチル、2-(2,4,5-クロロフェニル) エチル、2 - (2, 3, 6-クロロフェニル) エチル、3-(3-クロロフェニル) プロピ ル、3-(4-クロロフェニル)プロピル、3-(2,4,5-トリクロロフェ ニル) プロピル、3-(2, 3, 6-トリクロロフェニル) プロピル、4-(2 ークロロフェニル) ブチル、4ー (3ークロロフェニル) ブチル、4ー (4ーク ロロフェニル) ブチル、4-(2,3,6-トリクロロフェニル) プチル、4-(2, 4, 5ートリクロロフェニル) プチル、1ー (3ークロロフェニル) エチ ル、1-(4-クロロフェニル)エチル、2-(4-クロロフェニル)プロピル 、2-(2-クロロフェニル)プロピル、1-(4-クロロフェニル)プチルな どである。

フェニルの任意の水素が臭素で置き換えられたフェニルアルキルの例は、2ープロモフェニルメチル、4ープロモフェニルメチル、2,4ージプロモフェニルメチル、2,4,5ーテトラプロモフェニルメチル、2,3,4,5ーテトラプロモフェニルメチル、2,3,4,5ーテトラプロモフェニルメチル、2,3,4,5ーテトラプロモフェニルメチル、2,3,4,5ープロモフェニル)プロピル、3ー(3ープロモフェニル)プロピル、4ー(4ープロモフェニル)プロピル、1ー(4ープロモフェニル)プロピル、2ー(4ープロモフェニル)プロピル、2ー(4ープロモフェニル)プロピルなどである。

ベンゼン環の任意の水素が炭素数1~12のアルキルで置き換えられたフェニ ルアルキルの例は、2ーメチルフェニルメチル、3-メチルフェニルメチル、4 10 ーメチルフェニルメチル、4ードデシルフェニルメチル、(, 5ージメチルフェ ニルメチル、2-(4-メチルフェニル) エチル、2-(3-メチルフェニル) エチル、2-(2,5ジメチルフェニル)エチル、2-(4-エチルフェニル) エチル、2-(3-エチルフェニル)エチル、1-(4-メチルフェニル)エチ ル、1-(3-メチルフェニル)エチル、1-(2-メチルフェニル)エチル、 15 2- (4-メチルフェニル) プロピル、2- (2-メチルフェニル) プロピル、 2- (4-エチルフェニル) プロピル、2- (2-エチルフェニル) プロピル、 2-(2,3-ジメチルフェニル)プロピル、2-(2,5-ジメチルフェニル)プロピル、2-(3,5-ジメチルフェニル)プロピル、2-(2,4-ジメ チルフェニル)プロピル、2-(3,4-ジメチルフェニル)プロピル、2-(20 2, 5-ジメチルフェニル) ブチル、4-(1-メチルエチル) フェニルメチル 、2- (4- (1, 1-ジメチルエチル) フェニル) エチル、2- (4- (1-メチルエチル)フェニル)プロピル、2-(3-(1-メチルエチル)フェニル) プロピルなどである。

25 ベンゼン環の任意の水素が炭素数 1~12のアルキルで置き換えられたフェニルアルキルであって、このアルキル中の水素がフッ素で置き換えられた場合の例は、3ートリフルオロメチルフェニルメチル、2-(4-トリフルオロメチルフェニル)エチル、2-(4-ノナフルオロブチルフェニル)エチル、2-(4-

10

15

20

トリデカフルオロヘキシルフェニル)エチル、2- (4-ヘプタデカフルオロオクチルフェニル)エチル、1- (3-トリフルオロメチルフェニル)エチル、1- (4-トリフルオロメチルフェニル)エチル、1- (4-トリアカフルオロブチルフェニル)エチル、1- (4-トリデカフルオロヘキシルフェニル)エチル、1- (4-ヘプタデカフルオロオクチルフェニル)エチル、2- (4-ノナフルオロブチルフェニル)プロピル、1-メチルー1- (4-ノナフルオロブチルフェニル)エチル、2- (4-トリデカフルオロヘキシルフェニル)プロピル、1-メチルー1- (4-トリデカフルオロヘキシルフェニル)エチル、2- (4-ヘプタデカフルオロオクチルフェニル)プロピル、1-メチルー1- (4-ヘプタデカフルオロオクチルフェニル)エチルなどである。

ベンゼン環の任意の水素が炭素数 $1\sim12$ のアルキルで置き換えられたフェニ ルアルキルであって、このアルキル中の $-\mathrm{CH_2}$ $-\mathrm{o}$ 1 つがシクロアルキレンで 置き換えられた場合の例は、もう 1 つの $-\mathrm{CH}_2$ - が $-\mathrm{O}$ 一で置き換えられた場合も含めて例示すると、シクロペンチルフェニルメチル、シクロペンチルオキシフェニルメチル、シクロヘキシルフェニルエチ

ル、シクロヘキシルフェニルプロピル、シクロヘキシルオキシフェニルメチルなどである。ベンゼン環の任意の水素が炭素数 $1 \sim 12$ のアルキルで置き換えられたフェニルアルキルであって、このアルキル中の $-CH_2$ -01つがフェニレンで置き換えられた場合の例は、もう1つの $-CH_2$ -が-O-で置き換えられた場合も含めて例示すると、2-(4-7ェノキシフェニル)エチル、2-(4-7ェノキシフェニル)プロピル、2-(2-7ェノキシフェニル)プロピル、4-7 ビフェニリルメチル、3-7 ビフェニリルエチル、4-7 ビフェニリルプロピル、2-(2-7) プロピル、2-(4-7) エニリル)プロピル、2-(4-7) アロピル、2-(4-7) アロピル、2-(4-7) アロピルなどである。

ベンゼン環の少なくとも2つの水素が異なる基で置き換えられたフェニルアル 10 キルの例は、3-(2,5-ジメトキシ-3,4,6-トリメチルフェニル)プ ロピル、3-クロロー2-メチルフェニルメチル、4-クロロー2-メチルフェ ニルメチル、5ークロロー2ーメチルフェニルメチル、6ークロロー2ーメチル フェニルメチル、2-クロロー4-メチルフェニルメチル、3-クロロー4-メ チルフェニルメチル、2,3-ジクロロー4-メチルフェニルメチル、2,5-15 ジクロロー4ーメチルフェニルメチル、3,5-ジクロロー4ーメチルフェニル メチル、2,3,5-トリクロロー4-メチルフェニルメチル、2,3,5,6 ーテトラクロロー4ーメチルフェニルメチル、2,3,4,6ーテトラクロロー 5-メチルフェニルメチル、2,3,4,5-テトラクロロー6-メチルフェニ ルメチル、4ークロロー3,5ージメチルフェニルメチル、2ークロロー3,5 20 ージメチルフェニルメチル、2,4ージクロロー3,5ージメチルフェニルメチ ル、2,6-ジクロロー3,5-ジメチルフェニルメチル、2,4,6-トリク ロロー3, 5ージメチルフェニルメチル、3ープロモー2ーメチルフェニルメチ ル、4ーブロモー2ーメチルフェニルメチル、5ーブロモー2ーメチルフェニル メチル、6ープロモー2ーメチルフェニルメチル、3ープロモー4ーメチルフェ 25 ニルメチル、2, 3ージブロモー4ーメチルフェニルメチル、2, 3, 5ートリ プロモー4ーメチルフェニルメチル、2,3,5,6ーテトラプロモー4ーメチ ルフェニルメチル、11-(3-クロロ-4-メトキシフェニル) ウンデシルな どである。

そして、フェニルアルキル中のフェニルの最も好ましい例は、非置換のフェニル、並びに置換基としてフッ素、炭素数1~4のアルキル、エテニルおよびメトキシの少なくとも1つを有するフェニルである。

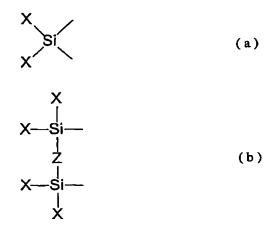
5 アルキレンの一CH2 ーが一Oー、一CH=CH-またはシクロアルキレンで置き換えられたフェニルアルキルの例は、3ーフェノキシプロピル、1ーフェニルエテニル、2ーフェニルエテニル、3ーフェニルー2ープロペニル、4ーフェニルー4ーペンテニル、13ーフェニルー12ートリデセニル、フェニルシクロヘキシル、フェノキシシクロヘキシルなどである。ベンゼン環の水素がフッ素またはメチルで置き換えられたフェニルアルケニルの例は、4ーフルオロフェニルエテニル、2、3ージフルオロフェニルエテニル、2、3,4、5、6ーペンタフルオロフェニルエテニル、4ーメチルフェニルエテニルなどである。

これらの基のうちRの好ましい例は、炭素数1~8のアルキルの群、置換また は非置換のフェニルの群、置換または非置換のフェニルアルキルの群およびナフ 15 チルから選択される基である。Rのより好ましい例は、置換または非置換のフェ ニルの群、置換または非置換のフェニルアルキルの群およびナフチルから選択さ れる基である。但し、炭素数1~8のアルキルにおいては、任意の水素がフッ素 で置き換えられてもよく、任意の-CH2-が-O-、-CH=CH-、シクロ アルキレンまたはシクロアルケニレンで置き換えられてもよい; 置換または非置 20 換のフェニルにおいては、任意の水素がハロゲン、メチルまたはメトキシで置き 換えられてもよい;置換または非置換のフェニルアルキルにおいては、アルキレ ンの炭素数は1~8であり、ベンゼン環の任意の水素はフッ素、炭素数1~4の アルキル、エテニルまたはメトキシで置き換えられてもよく、アルキレン中の任 意の $-CH_2$ ーは-O-、-CH=CH-またはシクロアルキレンで置き換えら 25 れてよい;これらの基においてフェニルが複数の置換基を有するときは、それら の置換基は同一の基であってもよいし、異なる基であってもよい。そして、式(1) 中のRのすべてが、これらの好ましいRの例から選択される同一の基である

ことが好ましい。

なお、更に好ましいRの具体例は、非置換のフェニル、ハロゲン化フェニル、少なくとも1つのメチルを有するフェニル、メトキシフェニル、ナフチル、フェニルメチル、フェニルエチル、フェニルブチル、2-フェニルプロピル、1-メチルー2-フェニルエチル、ペンタフルオロフェニルプロピル、4-エチルフェニルエチル、3-エチルフェニルエチル、4-(1,1-ジメチルエチル)フェニルエチル、4-エテニルフェニルエチル、1-(4-エテニルフェニル)エチル、4-メトキシフェニルプロピル、およびフェノキシプロピルである。これらの例のうち非置換のフェニルが最も好ましい。

式 (1) 中のYは、式 (a) または式 (b) で示される基である。



式(a) および式(b) 中のXは、それぞれ独立して水素、ハロゲン、水酸基または1価の有機基である。式(a) および式(b) のそれぞれにおいて、少なくとも1つのXが1価の有機基であることが好ましい。そして好ましい有機基は、官能基または官能基を有する基である。式(b) 中のZは、一〇一、一〇円2 一または単結合である。好ましいZは一〇一である。式(a) または式(b) で示される基は、前記のPSQ(2) に塩素化ケイ素化合物を反応させることによって導入される。

10

15

20

本発明のPSQ(1)は、PSQ(2)と塩素化ケイ素化合物とを、有機溶剤中において、塩基の存在下または不存在下で反応させて製造することができる。 PSQ(2)は化合物(6)で示されるケイ素化合物を、1価のアルカリ金属水酸化物および水の存在下で加水分解し、縮合させることにより製造することができる。

塩素化ケイ素化合物の使用量は、PSQ(2)に対するモル比で2~400である。好ましいモル比は2~100である。より好ましいモル比は2~50である。塩素化ケイ素化合物の理論使用量は、PSQ(2)に対してモル比2なので、反応終了後に未反応の塩素化ケイ素化合物を除去する必要がある。沸点の低い塩素化ケイ素化合物は蒸留によって除去できる。蒸留によって除去できない場合は、加水分解によって塩素化ケイ素化合物を除去する。生成した加水分解物とPSQ(1)とを容易に分離するためには、塩素化ケイ素化合物の使用量をPSQ(2)に対してモル比400以下にすることが好ましい。PSQ(2)とPSQ(1)とを分離するのは非常に困難である。従って、未反応のPSQ(2)を残さないようにするためには、塩素化ケイ素化合物の使用量を、PSQ(2)に対してモル比2以上にすることが好ましい。

この反応で用いる好ましい有機溶剤は、PSQ(2)を溶解しにくいかまたは全く溶解しない溶剤である。その例は、ヘキサン、ヘプタン、ベンゼン、トルエンなどのなどの炭化水素系溶剤、ジエチルエーテル、テトラヒドロフランなどのエーテル系溶剤、酢酸エチルなどのエステル系溶剤、クロロホルムなどのハロゲン化炭化水素系溶剤などである。これらの溶剤を混合して用いてもよい。有機溶剤の好ましい使用量は、PSQ(2)の重量に基づいて1~400倍である。より好ましい使用量は、1~100倍である。発熱を伴う反応であるため、反応を容易に制御するためには、PSQ(2)の重量に基づいて同量以上の有機溶剤を使用することが好ましい。反応時間を長くしないためには、有機溶剤の使用量を、PSQ(2)の重量に基づいて100倍以下にすることが好ましい。

PSQ(2)と塩素化ケイ素化合物との反応は、塩基の存在によって促進される。従って、塩基の存在下でこの反応を実施することが好ましい。好ましい塩基

15

20

25

はアミン類である。好ましいアミンの例は、トリエチルアミンなどの3級アミンである。塩基の好ましい使用量は、PSQ(2)に基づいてモル比0.01~400である。好ましいモル比は0.1~100である。より好ましいモル比は0.2~10である。収率よくPSQ(1)を得るためには、PSQ(2)に基づいてモル比0.01以上の塩基を用いることが好ましい。塩基は、塩素化ケイ素化合物の加水分解物を重縮合させる作用をも有する。従って、有機溶剤の使用量が少ないときには、多量の塩基を用いることは避けるべきであるが、有機溶剤の使用量が多いときには、PSQ(2)に基づいてモル比400程度までの塩基を用いてもよい。塩基の使用量がこの範囲内であれば、反応終了後の工程で生成する加水分解物の分離を阻害する可能性は少ない。しかしながら容積効率を考慮すると、塩基の好ましい使用量は、PSQ(2)に基づいてモル比0.01~100である。

反応時間は、使用する塩素化ケイ素化合物の種類や溶剤によって異なるが、通常は数分から数時間である。反応温度については特に制限はなく、通常は室温でよい。このようにして、官能基を有するシルセスキオキサンを合成することができる。

塩素化ケイ素化合物の好ましい例は、テトラクロロシラン、および化合物(3)~化合物(5)である。化合物(3)の例は、アセトキシエチルメチルジクロロシラン、アセトキシプロピルメチルジクロロシラン、(3ーアクリロイルオキシプロピル)メチルジクロロシラン、アリル(クロロプロピル)ジクロロシラン、アリル(2ーシクロへキセニルエチル)ージクロロシラン、アリルジクロロシラン、アリルスチルジクロロシラン、アリルスチルジクロロシラン、アリルスチルジクロロシラン、ブラニルメチルジクロロシラン、はーブチルジクロロシラン、カロロシラン、カーブチルメチルジクロロシラン、カロロシラン、カロロシラン、カロロシラン、クロロメチルメチルジクロロシラン、((クロロエチルメチルジクロロシラン、クロロメチルメチルジクロロシラン、((クロロエチルメチルジクロロシラン、((クロロ

メチル)フェネチル)メチルジクロロシラン、2-(クロロメチル)プロピルメ チルジクロロシラン、クロロフェニルメチルジクロロシラン、3-クロロプロピ ルメチルジクロロシラン、3-クロロプロピルフェニルジクロロシラン、(3-シアノプチル)メチルジクロロシラン、2-シアノエチルメチルトリクロロシラ ン、3-シアノプロピルメチルジクロロシラン、3-シアノプロピルフェニルジ クロロシラン、(3-シクロヘキセニルエチル)メチルジクロロシラン、シクロ ヘキシルメチルジクロロシラン、シクロブテニルジクロロシラン、シクロプロペ ニルジクロロシラン、nーデシルメチルジクロロシラン、ジアリルジクロロシラ ン、n-ブチルジクロロシラン、ジーt-ブチルジクロロシラン、1, 1-ジク ロロー3, 3ージメチルー1, 3ージシラブタン、1, 3ージクロロー1, 3ー 10 ジフェニルー1, 3ージメチルジシロキサン、(ジクロロメチル) メチルジクロ ロシラン、1, 3-ジクロロテトラメチルジシロキサン、1, 3-ジクロロテト ラフェニルジシロキサン、ジクロロテトラメチルジシラン、ジシクロヘキシルジ クロロシラン、ジシクロペンチルジクロロシラン、ジエチルジクロロシラン、ジ ーnーヘキシルジクロロシラン、ジイソプロピルジクロロシラン、ジメシチルジ 15 クロロシラン、ジメチルジクロロシラン、ジーn-オクチルジクロロシラン、ジ フェニルジクロロシラン、ジ (p-トリル) ジクロロシラン、ジビニルジクロロ シラン、1,3-ジビニル-1,3-ジメチル-1,3-ジクロロシラン、エチ ルジクロロシラン、エチルメチルジクロロシラン、 (ヘプタデカフルオロー1, 1, 2, 2-テトラヒドロデシル) メチルジクロロシラン、n-ヘプチルメチル 20 ジクロロシラン、ヘキシルジクロロシラン、ヘキシルメチルジクロロシラン、イ ソブチルメチルジクロロシラン、イソプロピルメチルジクロロシラン、メタクリ ロイルオキシプロピルメチルジクロロシラン、3-(p-メトキシフェニル)プ. ロピルメチルジクロロシラン、メチルペンチルジクロロシラン、p-(メチルフ ェネチル) メチルジクロロシラン、2-メチル-2-フェニルエチルジクロロシ 25 ラン、3,3,4,4,5,5,6,6,6一ノナフルオロヘキシルメチルジク ロロシラン、nーオクチルメチルジクロロシラン、フェネチルメチルジクロロシ ラン、フェニルジクロロシラン、フェニルエチルジクロロシラン、フェニルメチ

ルジクロロシラン、(3-フェニルプロピル) メチルジクロロシラン、1-アリルメチルジクロロシラン、プロピルメチルジクロロシラン、pートリルメチルジクロロシラン、(トリデカフルオロ-1, 1, 2, 2-テトラヒドロオクチル) メチルジクロロシラン、(3, 3, 3-トリフルオロプロピル) メチルジクロロシラン、(3, 3, 3-トリフルオロプロピル) メチルジクロロシラン、ビニルオウラン、ビニルエチルジクロロシラン、ビニルメチルジクロロシラン、ビニルオクチルジクロロシラン、ビニルフェニルジクロロシラン、メチルジクロロシラン、1, 3-ジクロロ-1, 3-ジメチルー1, 3-ジビニルジシロキサン、1, 3-ジクロロ-1, 3-ジフェニルジシロキサンなどである。

化合物 (4) の例は、アセトキシエチルトリクロロシラン、 (3-アクリロイ 10 ルオキシプロピル) トリクロロシラン、アダマンチルエチルトリクロロシラン、 アリルトリクロロシラン、ベンジルトリクロロシラン、5-(ビシクロヘプテニ ル) トリクロロシラン、2-(ビシクロヘプチル) トリクロロシラン、2-ブロ モエチルトリクロロシラン、ブロモフェニルトリクロロシラン、3ーブロモプロ ピルトリクロロシラン、p-(t-ブチル)フェネチルトリクロロシラン、n-15 ブチルトリクロロシラン、 tープチルトリクロロシラン、 2ー (メトキシカルボ ニル) エチルトリクロロシラン、1-クロロエチルトリクロロシラン、2-クロ ロエチルトリクロロシラン、2-(クロロメチル)アリルトリクロシラン、(ク ロロメチル)フェネチルトリクロロシラン、n-(クロロメチル)フェニルトリ クロロシラン、クロロメチルトリクロロシラン、クロロフェニルトリクロロシラ 20 ン、3ークロロプロピルトリクロロシラン、(3ーシアノブチル)トリクロロシ ラン、2-シアノエチルトリクロロシラン、3-シアノプロピルトリクロロシラ ン、(3-シクロヘキセニル)エチルトリクロロシラン、3-シクロヘキセニル トリクロロシラン、(シクロヘキシルメチル)トリクロロシラン、シクロヘキシ ルトリクロロシラン、(4-シクロオクテニル)トリクロロシラン、シクロオク 25 チルトリクロロシラン、シクロペンチルトリクロロシラン、nーデシルトリクロ ロシラン、1、2ージプロモエチルトリクロロシラン、1、2ージクロロエチル

トリクロロシラン、(ジクロロメチル)トリクロロシラン、ジクロロフェニルト

リクロロシラン、ドデシルトリクロロシラン、エイコシルトリクロロシランード コシルトリクロロシラン、エチルトリクロロシラン、 (ヘプタデカフルオロー1 , 1, 2, 2 、ーテトラヒドロデシル、)トリクロロシラン、 (3 ーヘプタフル オロイソプロポキシ) プロピルトリクロロシラン、n-ヘプチルトリクロロシラ ン、ヘキサクロロジシラン、ヘキサクロロジシロキサン、n-ヘキサデシルトリ 5 クロロシラン、5-ヘキセニルトリクロロシラン、ヘキシルトリクロロシラン、 イソプチルトリクロロシラン、イソオクチルトリクロロシラン、メタクリロイル オキシプロピルトリクロロシラン、3- (p-メトキシフェニル) プロピルトリ クロロシラン、メチルトリクロロシラン、3,3,4,4,5,5,6,6,6 、一ノナフルオロヘキシルトリクロロシラン、ノニルトリクロロシラン、n-オ 10 クタデシルトリクロロシラン、7-オクテニルトリクロロシラン、n-オクチル トリクロロシラン、ペンタフルオロフェニルプロピルトリクロロシラン、ペンチ ルトリクロロシラン、フェネチルトリクロロシラン、3-フェノキシプロピルト リクロロシラン、フェニルトリクロロシラン、nープロピルトリクロロシラン、 p-トリルトリクロロシラン、トリクロロメチルトリクロロシラン、(トリデカ 15 フルオロー1, 1, 2, 2ーテトラヒドロオクチル) トリクロロシラン、(3, 3, 3ートリフルオロプロピル) トリクロロシラン、ビニルトリクロロシランな どである。

化合物(5)の例は、1,1,3,3-テトラクロロー1,3-ジメチルジシロキサン、1,1,3,3-テトラクロロジシロキサン、1,1,3,3-テトラクロロジシロキサン、1,1,3,3-テトラクロロー1,3-ジフェニルジシロキサンなどである。本発明では、テトラクロロシランおよび化合物(3)~化合物(5)からなる群から、複数の塩素化ケイ素化合物を選択して用いてもよい。

上記に例示した塩素化ケイ素化合物を使用することにより、種々の置換基および官能基を有するPSQ誘導体の製造が可能となる。さらにこれらの誘導体のうち適当な化合物をもちいれば、公知の置換基および官能基の導入方法に準じて、他の置換基および官能基を有するPSQ誘導体を製造することも可能である。例えば、PSQ(2)と塩素化ケイ素化合物とを反応させることにより、実施例(

11) で示すような、分子中にSi-Clを有する化合物を合成したのち、この 基を利用して、他の官能基または置換基を導入することが可能である。式(a) または式 (b) 中のXが、脂肪族二重結合を有する基、ハロゲン化フェニルを有 する基、水素、ハロゲン化アルキルなどである場合も、他の官能基を導入するた めに利用できる。従って、さらに様々な官能基を有するPSQ (1) を合成する ことができる。Xが官能基または官能基を有する基である場合の好ましい官能基 の例は、-H、-F、-Cl、-Br、-OH、-CF $_s$ 、パーフルオロアルキ ル、アルコキシ、~COOH、2-オキサプロパン-1,3-ジオイル、ポリア ルキレンオキシ、エステル、エポキシ、オキセタン環、-NH₂、-CN、-N CO、アルケニル、シクロアルケニル、-SH、-PH2などである。-HはS 10 iに直接結合した官能基である。-OH、ハロゲン、アルコキシ、エステルおよ びアルケニルは、Si原子に直接結合してもよいし、後述の2価の基を介してS i 原子に結合してもよい。-H、-OH、ハロゲン、アルコキシ、エステルおよ びアルケニルを除く他の基は、アルキレン、アルキルシクロアルキレン、アルキ ルフェニレン、アルキルシクロアルキレン、またはアルキルフェニルアルキレン 15 などの2価の基を介してSi原子に結合することが好ましい。アルケニルの例は エテニル、プロペニルなどである。シクロアルケニルの例はシクロペンタジエニ ル、シクロヘキセニル、ノルボルネニルなどである。Xが官能基を有さない場合 のPSQ(1)は、高分子への添加剤などとして使用できる。

20 Xが官能基または官能基を有する基である場合のXの具体例を次に示す。

$$-H \qquad -F \qquad -CF_3 \qquad -CH=CH_2 \qquad -CH_2-CH=CH_2$$

$$-(CH_2)_{m}-L \qquad -(CH_2)_{m}-NH_2 \qquad -(CH_2)_{m}-CN$$

$$-(CH_2)_{m}-OH \qquad -(CH_2)_{m}-O -(C_qH_{2q}O)_{r}-E \qquad -(CH_2)_{m}-C-OH$$

$$-(CH_2)_{m}-OH \qquad -(CH_2)_{m}-O -(C_qH_{2q}O)_{r}-E \qquad -(CH_2)_{m}-C-OH$$

$$-(CH_2)_{m}-O -C-CH_3 \qquad -(CH_2)_{m}-O -$$

これらの式において、kは0または1である;mは2~4の整数である;nは0~15の整数である;Lはn口ゲンであり、pは1~5の整数である;qは2または3の整数であり、rは2~200の整数である;tは1~3の整数である;そして、Eは水素または炭素数1~4のアルキルである。上記の例において、ベンゼン環への-L、 $-CH_2-L$ 、-OH、-COOH、 $-CF_3$ および $-OCF_3$ の結合位置はそれぞれ任意である。好ましいn口ゲンはFおよびC1である。r0分ましい範囲は2~100であり、より好ましい範囲は2~20である。

重合性の官能基を有するPSQ(1)を用いることにより、本発明のPSQ誘導体を構成単位とする重合体を得ることができる。Xが重合性二重結合を有する基であるPSQ(1)は、他のビニル系モノマーと共重合させることも可能である。適用できる重合法は、アゾビスイソブチロニトリル(AIBN)のような過酸化物によるラジカル重合、金属アルキルによるアニオン重合、ルイス酸によるカチオン重合などである。Xが2ーオキサプロパンー1、3ージオイルを有する基であるPSQ(1)は、縮重合体原料として用いることができる。エポキシまたはオキセタン環を有する基であるPSQ(1)も、重合体原料として用いることができる。

10

次に、PSQ(2)の製造方法について説明する。PSQ(2)は、化合物(6)を1価のアルカリ金属水酸化物および水の存在下で加水分解し、縮合させることによって得られる。

式(6)において、Rは式(2)における場合と同様に定義され、Aは加水分解性の基である。従って、最も好ましいRの例は、前記のようにフェニル、ハロゲン化フェニル、少なくとも1つのメチルを有するフェニル、メトキシフェニル、ナフチル、フェニルメチル、フェニルエチル、フェニルプチル、2ーフェニルプロピル、1ーメチルー2ーフェニルエチル、ペンタフルオロフェニルプロピル、4ーエチルフェニルエチル、3ーエチルフェニルエチル、4ー(1, 1ージメチルエチル)フェニルエチル、4ーエテニルフェニルエチル、1ー(4ーエテニルフェニル)エチル、4ーメトキシフェニルプロピル、およびフェノキシプロピルである。そして、Aの好ましい例は塩素およびアルコキシである。このアルコキシは加水分解によって分離される基であるから、その炭素数の範囲を限定することにはあまり意味がないが、炭素数1~4のアルコキシを有する化合物を用いれ

ばよい。上記のRと加水分解性基とを有する化合物(6)は、市販されているものを入手できるし、一般的な合成方法により得ることもできる。

化合物(6)の具体例は、フェニルトリクロロシラン、フェニルトリメトキシシラン、フェニルトリエトキシシラン、フェニルトリーnープロポキシシラン、

5 フェニルトリーnーブトキシシラン、p-トリルトリメトキシシラン、p-トリルト リエトキシシラン、クロロフェニルトリクロロシラン、クロロフェニルトリメト キシシラン、クロロフェニルトリエトキシシランなどである。

1価のアルカリ金属水酸化物の例は、水酸化リチウム、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、水酸化セシウムなどである。これらのうち、水酸化ナトリウムおよび水酸化カリウムが好ましい。PSQ(2)の製造における、1価のアルカリ金属水酸化物の使用量は、化合物(6)に対するモル比で、0.3~1.5である。より好ましいモル比は0.4~0.8である。このモル比の範囲内であれば、環状または直鎖状の低分子量のシロキサン化合物や、高分子量のシロキサン化合物の生成が防止され、構造の規制されたPSQ(2)が得られ易い。

15 添加する水の量は、化合物(6)に対するモル比で1.0~1.5である。より好ましいモル比は1.1~1.3である。このモル比の範囲内であれば、加水分解性基の残存、低分子量のシロキサン化合物の生成、構造が規制されていない高分子量のシロキサン化合物の生成などを防止することができる。なお、水の添加時期については特別な制限はない。あらかじめ他の原料と混合してもよいし、

20 後から添加してもよい。

10

さらに、化合物(6)の加水分解反応は、有機溶剤の存在下で実施することが 好ましい。有機溶剤の好ましい例はアルコール類である。アルコール類の好まし い例は、直鎖状、分岐状または環状の1価のアルコール類である。直鎖状のアル コール類の例は、メタノール、エタノール、1ープロパノール、1ーブタノール 25 、1ーペンタノール、1ーヘキサノール、1ーヘプタノール、1ーオクタノール などである。分岐状のアルコール類の例は、2ープロパノール、2ーブタノール 、2ーメチルー2ープロパノール、2ーヘキサノール、3ーヘキサノールなどで ある。環状のアルコール類の例は、シクロペンタノール、シクロヘキサノール、 シクロヘプタノールなどである。アルコール類は、縮合過程での構造制御に寄与すると推定される。

上記のように有機溶剤を使用することは好ましいが、その使用量については特に制限されない。有機溶剤の使用量を決定するための要因は、エネルギー効率や時間効率などの経済的観点、およびPSQ(2)の有機溶剤に対する溶解性が小さいことによる攪拌効率などである。従って厳密に守るべき使用量範囲はないが、上記の要因を考慮して、化合物(6)に対する容量比で0.3~50倍を目安とすればよい。より好ましい容量比は5~40倍であろう。原料として用いる化合物(6)に応じて、上記の製造条件の範囲内で最適な条件を採用することが肝要である。

PSQ(2)は、有機溶剤に対し難溶であるので、反応が進行するに従い析出 し始める。析出するまでに要する時間は、使用した有機溶剤および、使用量など の条件によって異なるが、通常は数分~数十時間である。そして析出したPSQ (2)は、濾過により簡便に、溶剤と分離することができる。

15 このようにして得られたPSQ(2)は有機溶剤に対する溶解性が低いため、 その構造を解析するための分析手法が制限される。従って、結合している1価の アルカリ金属を、トリメチルクロロシランによりトリメチルシリル基に置換する ことが必要である。このようにして、化合物の溶剤への溶解性を向上させれば、 構造解析を行うことができる。

20

10

[発明を実施するための最良の形態]

実施例により本発明を更に具体的に説明するが、本発明はこれらの実施例に限 定されない。なお、実施例中に記載した式においては、Phはフェニルであり、

25 Meはメチルであり、TMSはトリメチルシリルであり、そしてCNはシアノである。

実施例1

<PSQ(2)の合成-1>

15

20

25

環流冷却器、温度計、滴下漏斗を取り付けた内容積300m1の4つロフラスコに、フェニルトリメトキシシラン(24g)、水酸化ナトリウム(3.2g)、水(2.5g)、および2ープロピルアルコール(120m1)を仕込んだ。乾燥窒素でシールし、マグネチックススターラーで撹拌しながら、2ープロピルアルコールが環流するまでオイルバスにて加熱した。還流させながら更に4時間撹拌した後、反応液を室温で1晩静置した。析出した沈殿物を、メンブランフィルター付きの加圧濾過器により反応液から分離した。これを2ープロピルアルコールで1回洗浄した。これを70℃で5時間減圧乾燥して、白色粉末状固体6.0gを得た。これを化合物(2-1)とする。

10 <化合物(2-1)の構造解析>

滴下漏斗、環流冷却器、温度計を取り付けた内容積50m1の4つロフラスコに、化合物(2-1)(2.3g)、テトラヒドロフラン(20g)、およびトリエチルアミン(3.2g)を仕込み、乾燥窒素にてシールした。マグネチックスターラーで撹拌しながら、室温下でトリメチルクロロシラン(3.4g)を約1分間で滴下し、更に室温で3時間撹拌した。その後、水(10g)を投入して、副成物の塩化ナトリウムを溶解させるとともに、未反応のトリメチルクロロシランを加水分解した。得られた反応混合物を分液して、有機層を得た。この有機層を1Nの塩酸で1回、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液で1回洗浄し、更にイオン交換水で3回水洗を繰り返した。この有機層を無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、ロータリーエバポレターで減圧濃縮して、白色粉末状残渣(2.1g)を得た。これをトリメチルシリル化体とする。

このトリメチルシリル化体について、ゲル・パーミエーション・クロマトグラフィー(GPC)、「H-NMR、²⁹ Si-NMR、および赤外吸収分析により構造解析を行った。GPCチャートでは、この白色粉末状残渣は非常にきれいな単分散性を示し、ポリスチレン換算での重量平均分子量(Mw)は1120、数平均分子量(Mn)は1080であった。「H-NMRチャートから、フェニル基とトリメチルシリル基が8:4の積分比で存在することが確認された。²⁹ Si-NMRチャートから、トリメチルシリル基に由来するピークが-10.6

ppmに一本、フェニル基を有するT構造に由来するピークが一78.6<math>ppmと一78.9ppmに1:1の比で2種類、合計3本のピークが確認された。T構造は、Siが3個のOと結合している構造である。 1 H $^-$ NMRおよび 2 9 Si $^-$ NMRは、いずれも重クロロホルムを溶剤にし、テトラメチルシランを基準物質として測定した。KBr 錠剤法により測定した赤外吸収スペクトルには、1 760~1960 cm^{-1} に置換ベンゼン環の倍振動、1430 cm^{-1} および 1600 cm^{-1} にSi $^-$ Phの変角振動、1250 cm^{-1} にSi $^-$ CH $_3$ の振動、1130 cm^{-1} および 1060 cm^{-1} にSi $^-$ O $^-$ Si $^-$ O伸縮振動に それぞれ帰属される吸収が確認された。以上により、トリメチルシリル化体の構造は下記の式(7)であると確認された。従って、トリメチルシリル化する前の化合物(2-1)の構造は、下記の式(8)と判断される。

以下の実施例においては、この実施例1と全く同様にして製造された式(8) 15 で示されるPSQ誘導体を、化合物(2-1)と表記した。

実施例2

< PSQ(2)の合成-2>

フェニルトリメトキシシラン(24g)、水酸化ナトリウム(3.2g)、水 5 (2.7g)、および2ープロピルアルコール(120m1)を仕込んだ以外は 、実施例1と同様にして反応を行い、白色粉末状固体6.2gを得た。得られた 白色粉末状固体の構造解析を、実施例1に準拠して行ない、同様の結果を得た。

実施例3

10 < PSQ(2)の合成-3>

フェニルトリメトキシシラン(24g)、水酸化ナトリウム(3.6g)、水(2.5g)を仕込んだ以外は、実施例1と同様にして反応を行い、白色粉末状固体5.8gを得た。得られた白色粉末状固体の構造解析を、実施例1に準拠して行ない、同様の結果を得た。

15

実施例4

<PSQ(1)の合成-1:(シアノエチル)メチルシランジイルの導入> 滴下漏斗、還流冷却器、温度計を取り付けた内容積300mlの3つロフラスコに、化合物(2-1)(11.6g:10mmol)、テトラヒドロフラン(100g)、およびトリエチルアミン(3.0g:30mmol)を仕込み、乾燥窒素にてシールした。マグネチックスターラーで撹拌しながら、室温下で、(シアノエチル)メチルジクロロシラン(5.0g:30mmol)を滴下した。その後、室温で1時間撹拌した。反応液に水(50g)を投入して、生成した塩化ナトリウムを溶解するとともに、未反応のシアノエチルメチルジクロロシランを加水分解した。このようにして得られた反応混合物を分液し、有機層を1Nの塩酸で1回、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液で1回洗浄し、更にイオン交換水で3回水洗を繰り返した。洗浄後の有機層を無水硫酸マグネシウムで乾燥し、ロータリーエバポレターで減圧濃縮して、7.6gの白色粉末状固体を得た。

これについて、GPC、 ¹ H-NMR、 ² ⁹ Si-NMR、およびマススペクトルにより構造解析を行った。GPCチャートから、PSQ(1-1)は単分散であり、その分子量はポリスチレン換算で重量平均分子量920であり、純度99%であることが確認された。 ¹ H-NMRチャートから、フェニルとシアノエチル中のメチレンとの積分比が40:4で存在することが確認された。 ² ⁹ Si-NMRチャートから、(シアノエチル)メチルを有するD構造に由来するピークが-20.83ppmに1本、フェニル基を有するT構造に由来するピークが-78.16ppmと-79.27ppmに1:1の比で確認された。D構造は、Siが2個のOと結合している構造である。そしてマススペクトルから、m/z1259の親イオンピークが確認された。以上を総合すると、この化合物は下記の式(9)の構造を有すると判断される。

¹ H-NMR (溶剤: CDCl₃): δ (ppm); 0.38 (s, 6H)、1.08-1.12 (t, 4H)、2.32-2.36 (t, 4H)、7.21-7.50 (m, 40H).

15 2 Si-NMR (溶剤:CDCl₃):δ (ppm) -20.83 (s, 2 Si)、-78.16 (s,4Si)、-79.27 (t, 4Si).

実施例5

20 < PSQ(1)の合成一2:(3ーメタクリロイルオキシプロピル)メチルシランジイルの導入>

(シアノエチル) メチルジクロロシランの替わりに、(3-メタクリロイルオキシプロピル) メチルジクロロシラン (7.7g:30mmol)を用いた以外は、実施例4と同様にして反応および後処理を行った。そして、減圧濃縮して得られた残渣をアセトンで再結晶し、乾燥して8.4gの白色粉末状固体を得た。

- 5 この化合物は下記の解析データから、式 (10) の構造を有すると判断される。
 ¹ H-NMR (溶剤: CDCl₃): δ (ppm); 0.33 (s,6H)、0
 .76-0.80 (m、4H)、1.77-1.84 (m,10H)、4.00
 -4.04 (t,4H)、5.42 (s,2H)、5.97 (s,2H)、7.
 17-7.55 (m,40H).
- 10 ^{2 9} Si-NMR (溶剤: CDCl₃): δ (ppm); -17.88 (s, 2 Si)、-78.58 (s, 4Si)、-79.52 (t, 4Si).

実施例 6

20

15 < PSQ(1)の合成-3:メチルシランジイルの導入>

(シアノエチル)メチルジクロロシランの替わりに、メチルジクロロシラン(3.4g:30mmol)を用いた以外は、実施例4と同様にして反応および後処理を行った。そして、減圧濃縮して得られた残渣をメタノールで洗浄し、乾燥して6.9gの白色粉末状固体を得た。この化合物は下記の解析データから、式(11)の構造を有すると判断される。

¹ H-NMR (溶剤: CDCl₃): δ (ppm); 0.37 (s, 6H)、4

. 99 (s、2H)、7. 15-7. 56 (m, 40H).

²⁹ Si-NMR (溶剤: CDCl₃): δ (ppm); -32. 78 (s, 2 Si)、-77. 91 (s, 4Si)、-79. 39 (t, 4Si).

5

10

15

実施例7

<PSQ(1)の合成-4:3ークロロプロピルメチルシランジイルの導入> (シアノエチル)メチルジクロロシランの替わりに、3ークロロプロピルメチ ルジクロロシラン(5.7g:30mmol)を用いた以外は、実施例4と同様 にして反応および後処理を行った。そして、減圧濃縮して得られた残渣を酢酸エ チルで再結晶し、乾燥して7.3gの白色粉末状固体を得た。この化合物は下記 の解析データから、式(12)の構造を有すると判断される。

¹ H-NMR (溶剤: CDCl₃): δ (ppm); 0.30 (s, 6H)、0.81-0.85 (m, 4H)、1.81-1.89 (m, 4H)、3.36-3.40 (t, 4H)、7.18-7.53 (m, 40H).

² Si-NMR (溶剤:CDCl₃):δ (ppm);-18.35 (s, 2 Si)、-78.61 (s, 4Si)、-79.55 (t, 4Si).

実施例8

< PSQ(1)の合成-5:メチルビニルシランジイルの導入>

(シアノエチル)メチルジクロロシランの替わりに、メチルビニルジクロロシラン(4.2g:30mmol)を用いた以外は、実施例4と同様にして反応および後処理を行った。そして、減圧濃縮して得られた残渣をメタノールで洗浄し、乾燥して7.2gの白色粉末状固体を得た。この化合物は下記の解析データから、式(13)の構造を有すると判断される。

¹ H-NMR (溶剤: CDCl₃): δ (ppm); 0.38 (s, 6H)、5

10.91-6.22 (m, 6H)、7.13-7.53 (m, 40H).

²⁹ Si-NMR (溶剤: CDCl₃): δ (ppm); -31.38 (s, 2 Si)、-78.41 (s, 4Si)、-79.57 (s, 4Si).

実施例9

<PSQ(1)の合成-6:(3-アクリロイルオキシプロピル)メチルシランジイルの導入>

実施例1で得られた化合物 (2-1) (8.1g:7.04mmol)、トリ エチルアミン (1.78g:17.6mmol)、テトラヒドロフラン (150ml)、および (3-アクリロイルオキシプロピル)メチルジクロロシラン (4.0g:17.6mmol)を仕込んだ以外は、実施例4と同様にして反応および後処理を行った。減圧濃縮して得られた残査から、カラムクロマトグラフィー (シリカゲル:100g、展開溶剤:トルエン/酢酸エチル=9/1)によって 不純物を除去し、エタノール/酢酸エチルから再結晶して、2.2gの無色結晶を得た。この化合物は下記の解析データから、式 (14)の構造を有すると判断される。

¹ H-NMR (溶剤: CDCl₃): δ (ppm); 0. 31 (s, 6H)、0. 74-0.78 (t, 4H)、1.74-1.78 (m, 4H)、4.00-15 4.02 (t, 4H)、5.70 (d, 2H)、5.98 (q, 2H)、6.26-6.29 (d, 2H)、7.17-7.53 (m, 40H).

² Si-NMR (溶剤: CDCl₃): δ (ppm); -18.0 (d, 2Si)、-78.6 (s, 4Si)、-79.5 (t, 4Si).

20

15

<PSQ(1)の合成ー7:アセトキシプロピルメチルシランジイルの導入>化合物(2-1)(11.6g:10mmol)、トリエチルアミン(2.54g:25mmol)、テトラヒドロフラン(200ml)、および3-アセトキシプロピルメチルジクロロシラン(5.4g、25mmol)を仕込み、反応時間を3時間とした以外は、実施例4と同様にして反応を行った。反応液にトルエン(200ml)および水(100ml)を加えて攪拌し、分液した。有機層を水洗した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。有機層からトルエンを減圧溜去し、更に3.9×10⁻² MPaの圧力下、90±5℃で30分間加熱して、低沸成分を除去した。得られた残渣をメタノールで洗浄し、エタノール/酢酸エチル(100ml)から再結晶して、6.51gの無色結晶を得た。この化合物は下記の解析データから、式(15)の構造を有すると判断される。

 1 H-NMR (溶剤: CDCl₃): δ (ppm); 0. 31 (s, 6H)、0. 72-0. 75 (t, 4H)、1. 70-1. 74 (m, 4H)、1. 88 (s, 6H)、3. 91-3. 94 (t, 4H)、7. 18-7. 52 (m, 40 H).

^{2 9} Si-NMR (溶剤: CDCl₃): δ (ppm); -17.8 (d, 2Si)、-78.4 (s, 4Si)、-79.3 (t, 4Si).

20 実施例11

< PSQ(1)の合成-8:ジクロロシランジイルの導入>

滴下漏斗、還流冷却器、温度計を取り付けた内容積300m1の3つロフラスコに、化合物(2-1)(11.6g:10mmol)、およびテトラヒドロフラン(100g)を仕込み、乾燥窒素にてシールした。マグネチックスターラーで撹拌しながら、室温でテトラクロロシラン(68g:40mmol)を滴下した。その後、室温で3時間撹拌した。反応混合物から、生成した塩化ナトリウムを濾過によって除去し、減圧下で濃縮して未反応のテトラクロロシランおよびテトラヒドロフランを除去した。得られた残渣をヘキサンで洗浄し、乾燥して7.6gの白色粉末状固体を得た。この化合物は下記の解析データから、式(16)の構造を有すると判断される。

10 ²⁹ Si-NMR(溶剤:C₆ D₅ CD₃):δ(ppm);-69.70(s , 2Si)、-76.75(s, 4Si)、-77.50(s, 4Si). マススペクトル(EI:電子衝撃) m/z 1262.

$$\begin{array}{c} Ph \\ Ph \\ Si \\ O \\ Ph \end{array}$$

15 実施例12

<PSQ(1)の合成-9:メチルヒドロキシシランジイルの導入>

滴下漏斗、還流冷却器、温度計を取り付けた内容積300m1の3つロフラスコに、化合物(2-1)(11.6g:10mmol)、テトラヒドロフラン(100g)、およびトリエチルアミン(3.0g:30mmol)を仕込み、乾20 燥窒素にてシールした。マグネチックスターラーで撹拌しながら、室温でメチルトリクロロシラン(4.5g:30mmol)を滴下した。その後、室温で3時

間撹拌した。反応液に水(50g)を投入して、生成した塩化ナトリウムを溶解するとともに、未反応のメチルトリクロロシランを加水分解した。このようにして得られた反応混合物を分液し、有機層を1Nの塩酸で1回、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液で1回洗浄し、更にイオン交換水で3回水洗を繰り返した。洗浄後の有機層を無水硫酸マグネシウムで乾燥し、ロータリーエバポレターで減圧濃縮して、7.1gの白色粉末状固体を得た。この化合物は下記の解析データから、式(17)の構造を有すると判断される。

^{2 9} Si-NMR (溶剤: CDC13): δ (ppm); -54.06 (s, 2 Si)、-78.59 (s, 4Si)、-79.17 (s, 4Si).

10 IR (KBr法): 3450、3060, 3010、1590、1430、12 70、1130、1090、910、730cm⁻¹.

実施例13

15 < P S Q (1) の合成-10:1, 3-ジメチルジシロキサン-1, 3-ジイル の導入>

(シアノエチル)メチルジクロロシランの替わりに、1,3一ジクロロー1,3ージメチルジシロキサン(5.2g:30mmol)を用いた以外は、実施例4と同様にして反応および後処理を行った。そして、減圧濃縮して得られた残渣20をアセトンから再結晶し、乾燥して7.1gの白色粉末状固体を得た。この化合物は下記の解析データから、式(18)の構造を有すると判断される。

¹ H-NMR (溶剤: CDCl₃): δ (ppm); 0. 19-0. 25 (m, 12H)、4. 82-4. 86 (m, 4H)、7. 04-7. 46 (m, 40H).

5

10

実施例14

<PSQ(1)の合成-11:グリシジルオキシプロピルの導入>

還流冷却器、温度計を取り付けた内容積100m1の3つロフラスコに、実施例6に準じて合成された化合物(11)(10g:8.67mmo1)、トルエン(60g)、アリルグリシジルエーテル(3.0g:26.3mmo1)を仕込み、乾燥窒素にてシールした。マグネチックスターラーで撹拌しながら、65℃に加温して、Karsted触媒(塩化白金酸と1,3一ジビニルテトラメチルジシロキサンの錯体;40μ1)をマイクロシリンジで加えた。その後、65℃で1時間攪拌後、サンプリングして赤外吸収スペクトルを調べ、一H(Siに結合した)に由来する吸収ピーク(2170cm−1)が消失していることを確認して反応を終了した。ロータリーエバポレターで減圧濃縮して、11.7gの白色粉末状固体を得た。この化合物は下記の解析データから、式(19)の構造を有すると判断される。

^{2 9} Si-NMR (溶剤: CDCl3): δ (ppm); -17.33 (s, 2 20 Si)、-78.67 (s, 4Si)、-79.61 (s, 4Si).

¹ H-NMR (溶剤: CDCl₃): δ (ppm); 0.30 (s, 6H)、

0. 72-0.77 (m, 4H), 1. 64-1.72 (m, 4H), 2. 42-2.66 (m, 4H), 2.95-2.98 (m, 2H), 3.15-3.19 (m, 2H) $\sqrt{3}$ 31-3.37 (m, 4H) $\sqrt{3}$ 43-3.47 (m, 2H), 7. 17-7. 53 (m, 40H).

5

実施例15

< PSQ(1) の合成-12:2, 4-ジオキソ-3-オキサシクロペンチルプロピルの導入>

10 還流冷却器、温度計を取り付けた内容積100mlの3つ口フラスコに、実施 例6に準じて合成された化合物 (11) (50g:43.37mmol)、テト ラヒドロフラン(100g)、アリルこはく酸無水物(14.5g:103.5 7 mm o 1)を仕込み、乾燥窒素にてシールした。マグネチックスターラーで撹 拌しながら、還流温度まで加温後、前記のKarsted触媒(320μ1)を シリンジで加えた。その後、還流温度下で7時間攪拌後、サンプリングして赤外 15 吸収スペクトルを調べ、一H(Siに結合した)に由来する吸収ピークが消失し ていることを確認して反応を終了した。ロータリーエバポレターで減圧濃縮して 得られた残渣をメタノール(150g)で洗浄し、白色固体55.9gを得た。 この化合物は下記の解析データから、式 (20) の構造を有すると判断される。 ²⁹ Si-NMR (溶剤:CDC13):δ (ppm);-18.12 (s, 2

20 Si), -78.55 (s, 4Si), -79.6 (s, 4Si).

10

15

20

¹ H-NMR (溶剤: CDCl₃): δ (ppm); 0.32 (s, 6H)、0.70-0.79 (m, 4H)、1.32-1.42 (m, 6H)、1.73-1.79 (m, 2H)、1.88-1.99 (m, 2H)、2.23-2.36 (m, 2H)、2.50-2.60 (m, 2H)、7.14-7.58 (m, 40H).

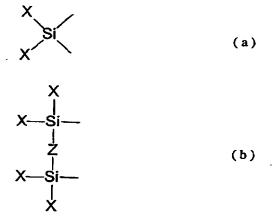
[産業上の利用可能性]

式(1)で示される本発明のPSQ誘導体は、電子材料、光学材料、電子光学材料、触媒担持体、高分子原料などとして有用に用いることができる。またこのPSQ誘導体は、高分子材料の難燃性、耐熱性、耐候性、電気絶縁性、表面特性、硬度、力学的強度、耐薬品性などを向上させるための添加剤としても有用に用いることができる。なお、式(2)で示される本発明のPSQ誘導体を出発原料とすることにより、目的に応じて選択した複数の官能基またはその他の基を、PSQ情格に容易に導入することが可能である。そして、導入される基を適切に選択することにより、樹脂との相溶性が改善されたPSQ誘導体を製造することができる。さらに、導入される官能基が2つの場合には、それぞれの官能基がPSQ情格の中心について相対する位置に導入されたPSQ誘導体が得られる。これが式(1)で示されるPSQ誘導体である。本発明により、PSQ情格の中心について相対する位置に官能基を有する化合物を容易に合成する方法が提供された。本発明により、高分子化合物の主鎖に完全縮合型PSQ誘導体が導入することが容易になる。

請求の範囲

1. 式(1)で示されるシルセスキオキサン誘導体。

5 式(1)中のRのそれぞれは、水素、炭素数1~45のアルキルの群、置換または非置換のアリールの群および置換または非置換のアリールアルキルの群から独立して選択される基であり、Yは式(a)または式(b)で示される基である。



式 (a) および式 (b) 中のXは、それぞれ独立して水素、ハロゲン、水酸基ま 10 たは 1 価の有機基であり、2 は-O ー、 $-CH_2$ ーまたは単結合である。 但し、炭素数 $1\sim45$ のアルキルにおいて、任意の水素はフッ素で置き換えられてもよく、任意の $-CH_2$ ーは-O ー、-CH=CH ー、シクロアルキレン、またはシクロアルケニレンで置き換えられてもよい。 置換または非置換のアリール

アルキル中のアルキレンにおいて、任意の水素はフッ素で置き換えられてもよく 、任意の-CH2-は-O-、-CH=CH-、またはシクロアルキレンで置き 換えられてもよい。

- 2. 式(a) および式(b) のそれぞれにおける少なくとも1つのXがRと 同様に定義される基である、請求項1に記載のシルセスキオキサン誘導体。
 - 3. 式(1)中のRのそれぞれが炭素数1~30のアルキルの群および水素から独立して選択される基であり、式(a)および式(b)のそれぞれにおける少なくとも1つのXが炭素数1~45のアルキルの群、置換または非置換のフェニルの群およびナフチルから選択される基である、請求項1に記載のシルセスキオキサン誘導体。
 - 但し、炭素数 $1 \sim 30$ のアルキルにおいて、任意の水素はフッ素で置き換えられてもよく、任意の $-CH_2-iv-O-$ またはシクロアルキレンで置き換えられてもよい。炭素数 $1 \sim 45$ のアルキルにおいて、任意の水素はフッ素で置き換えられてもよく、任意の $-CH_2-iv-O-$ 、-CH=CH-、シクロアルキレン、
- 5 またはシクロアルケニレンで置き換えられてもよい。置換または非置換のフェニルにおいて、ベンゼン環の任意の水素はハロゲンまたは炭素数1~18のアルキルで置き換えられてもよい。そして、この炭素数1~18のアルキルにおいては、任意の水素はフッ素で置き換えられてもよく、任意の一CH2一は一O一、一CH=CH-またはフェニレンで置き換えられてもよい。フェニルが複数の置換基を有するときは、それらの置換基は同一の基であってもよいし、異なる基であってもよい。
 - 4. 式(1)中のRのそれぞれが炭素数 $1\sim20$ のアルケニルの群および炭素数 $1\sim20$ のアルキル中の任意の-CH $_2$ -がシクロアルケニレンで置き換えられた基の群から独立して選択される基であり、式(a)および式(b)のそれぞれにおける少なくとも1つのXが請求項3に記載のXと同様に定義される基である、請求項1に記載のシルセスキオキサン誘導体。

但し、炭素数1~20のアルケニルにおいて、任意の水素はフッ素で置き換えられてもよく、任意の一CH2~が一O一またはシクロアルキレンで置き換えられ

25

てもよい。炭素数1~20のアルキル中の任意の-CH2-がシクロアルケニレンで置き換えられた基において、任意の水素はフッ素で置き換えられてもよい。

5. 式(1)中のRのそれぞれが置換または非置換のフェニルの群およびナフチルから独立して選択される基であり、式(a)および式(b)のそれぞれにおける少なくとも1つのXが請求項3に記載のXと同様に定義される基である、請求項1に記載のシルセスキオキサン誘導体。

但し、置換または非置換のフェニルにおいて、ベンゼン環の任意の水素はハロゲンまたは炭素数1~10のアルキルで置き換えられてもよい。そして、この炭素数1~10のアルキルにおいて、任意の水素はフッ素で置き換えられてもよく、

- 10 任意の-CH₂-は-O-、-CH=CH-、シクロアルキレンまたはフェニレンで置き換えられてもよい。フェニルが複数の置換基を有するときは、それらの置換基は同一の基であってもよいし、異なる基であってもよい。
 - 6. 式(1)中のRのそれぞれが置換または非置換のフェニルアルキルの群から独立して選択される基であり、式(a)および式(b)のそれぞれにおける少なくとも1つのXが請求項3に記載のXと同様に定義される基である、請求項1に記載のシルセスキオキサン誘導体。

但し、置換または非置換のフェニルアルキルのフェニルにおいて、ベンゼン環の任意の水素はハロゲンまたは炭素数 1~12のアルキルで置き換えられてもよい。そして、この炭素数 1~12のアルキルにおいて、任意の水素はフッ素で置き換えられてもよく、任意の一CH2ーは一O一、一CH=CH一、シクロアルキレンまたはフェニレンで置き換えられてもよい。置換または非置換のフェニルアルキルのアルキレンにおいて、その炭素数は 1~12であり、任意の水素はフッ素で置き換えられてもよく、任意の一CH2ーは一Oーまたはシクロアルキレンで置き換えられてもよく、任意の一CH2ーは一Oーまたはシクロアルキレンで置き換えられてもよい。フェニルが複数の置換基を有するときは、それらの置換基は同一の基であってもよいし、異なる基であってもよい。

7. 式(1) 中のRのそれぞれが置換または非置換のフェニルアルケニルの 群から独立して選択される基であり、式(a) および式(b) のそれぞれにおける少なくとも1つのXが請求項3に記載のXと同様に定義される基である、請求

15

項1に記載のシルセスキオキサン誘導体。

但し、置換または非置換のフェニルアルケニルのフェニルにおいて、ベンゼン環の任意の水素はハロゲンまたは炭素数1~12のアルキルで置き換えられてもよい。そして、この炭素数1~12のアルキルにおいて、任意の水素はフッ素で置き換えられてもよく、任意の一CH2一は一〇一、一CH=CH一、シクロアルキレンまたはフェニレンで置き換えられてもよい。置換または非置換のフェニルアルケニルのアルケニレンにおいて、その炭素数は1~12であり、任意の水素はフッ素で置き換えられてもよく、任意の一CH2一は一〇一またはシクロアルキレンで置き換えられてもよく、任意の一CH2一は一〇一またはシクロアルキレンで置き換えられてもよい。フェニルが複数の置換基を有するときは、それらの置換基は同一の基であってもよいし、異なる基であってもよい。

8. 式(1)中のRのそれぞれが炭素数1~8のアルキルの群、置換または 非置換のフェニルの群、置換または非置換のフェニルアルキルの群およびナフチ ルから独立して選択される基であり、式(a)および式(b)のそれぞれにおけ る少なくとも1つのXが請求項3に記載のXと同様に定義される基である、請求 項1に記載のシルセスキオキサン誘導体。

但し、炭素数 1~8のアルキルにおいて、任意の水素はフッ素で置き換えられてもよく、任意の一CH2 ーは一〇一、一CH=CH一、シクロアルキレンまたはシクロアルケニレンで置き換えられてもよい。置換または非置換のフェニルにおいて、ベンゼン環の任意の水素はハロゲン、メチルまたはメトキシで置き換えられてもよい。置換または非置換のフェニルアルキルのフェニルにおいて、ベンゼン環の任意の水素はフッ素、炭素数 1~4のアルキル、エテニルまたはメトキシで置き換えられてもよい。置換または非置換のフェニルアルキルのアルキレンにおいて、その炭素数は1~8であり、任意の一CH2 ーは一〇一、一CH=CHーまたはシクロアルキレンで置き換えられてよい。フェニルが複数の置換基を有するときは、それらの置換基は同一の基であってもよいし、異なる基であってもよい。

9. 式(1) 中のRのすべてが炭素数1~8のアルキルの群、置換または非 置換のフェニルの群、置換または非置換のフェニルアルキルの群およびナフチル から選択される同一の基であり、式 (a) および式 (b) のそれぞれにおける少なくとも1つのXが請求項3に記載のXと同様に定義される基である、請求項1に記載のシルセスキオキサン誘導体。

但し、炭素数 1~8のアルキルにおいて、任意の水素はフッ素で置き換えられてもよく、任意の一 CH2 ーは一〇一、一 CH = CH ー、シクロアルキレンまたはシクロアルケニレンで置き換えられてもよい。置換または非置換のフェニルにおいて、ベンゼン環の任意の水素はハロゲン、メチルまたはメトキシで置き換えられてもよい。置換または非置換のフェニルアルキルのフェニルにおいて、ベンゼン環の任意の水素はフッ素、炭素数 1~4のアルキル、エテニルまたはメトキシで置き換えられてもよい。置換または非置換のフェニルアルキルのアルキレンにおいて、その炭素数は 1~8 であり、任意の一 CH2 ーは一〇一、一 CH = CH ーまたはシクロアルキレンで置き換えられてよい。フェニルが複数の置換基を有するときは、それらの置換基は同一の基であってもよいし、異なる基であってもよい。

- 10. 式(1) 中のRのすべてが置換または非置換のフェニルの群、置換または非置換のフェニルアルキルの群およびナフチルから選択される同一の基であり、式(a) および式(b) のそれぞれにおける少なくとも1つのXが請求項3に記載のXと同様に定義される基である、請求項1に記載のシルセスキオキサン誘導体。
- 20 但し、置換または非置換のフェニルにおいて、ベンゼン環の任意の水素はハロゲン、メチルまたはメトキシで置き換えられてもよい。置換または非置換のフェニルアルキルのフェニルにおいて、ベンゼン環の任意の水素はフッ素、炭素数1~4のアルキル、エテニルまたはメトキシで置き換えられてもよい。置換または非置換のフェニルアルキルのアルキレンにおいて、その炭素数は1~8であり、任意の-CH2-は-O-、-CH=CH-またはシクロアルキレンで置き換えられてよい。フェニルが複数の置換基を有するときは、それらの置換基は同一の基であってもよいし、異なる基であってもよい。
 - 11. 式(1) 中のRのすべてが非置換のフェニルであり、式(a) および

10

式 (b) のそれぞれにおける少なくとも1つのXが請求項3に記載のXと同様に 定義される基である、請求項1に記載のシルセスキオキサン誘導体。

12. 式(1)中のRのそれぞれが水素、炭素数1~45のアルキルの群、 置換または非置換のアリールの群および置換または非置換のアリールアルキルの 群から独立して選択される基であり、式(a)および式(b)のそれぞれにおけ る少なくとも1つのXが官能基または官能基を有する基である、請求項1に記載 のシルセスキオキサン誘導体。

但し、炭素数 $1\sim45$ のアルキルにおいて、任意の水素はフッ素で置き換えられてもよく、任意の $-CH_2$ ーは-O-、-CH=CH-、シクロアルキレン、またはシクロアルケニレンで置き換えられてもよい。置換または非置換のアリールアルキル中のアルキレンにおいて、任意の水素はフッ素で置き換えられてもよく、任意の $-CH_2$ ーは-O-、-CH=CH-、またはシクロアルキレンで置き換えられてもよい。

13. 請求項1に記載の式(1)におけるRのそれぞれが水素および炭素数 1~30のアルキルの群から独立して選択される基であり、官能基が一H(Siに結合した)、一F、一Cl、一Br、一OH、一CF3、パーフルオロアルキル、アルコキシ、一COOH、2ーオキサプロパンー1,3ージオイル、ポリアルキレンオキシ、エステル、エポキシ、オキセタン環、一NH2、一CN、一NCO、アルケニル、シクロアルケニル、一SHおよび一PH2から選択される基である、請求項12に記載のシルセスキオキサン誘導体。

但し、炭素数1~30のアルキルにおいて、任意の水素はフッ素で置き換えられてもよく、任意の一CH₂ ーが一Oーまたはシクロアルキレンで置き換えられてもよい。

14. 請求項1に記載の式(1)におけるRのそれぞれが炭素数1~20の アルケニルの群および炭素数1~20のアルキルの任意の一CH2ーがシクロア ルケニレンで置き換えられた基の群から独立して選択される基であり、官能基が 請求項13に記載の官能基と同様に定義される基である、請求項12に記載のシルセスキオキサン誘導体。

但し、炭素数 $1\sim20$ のアルケニルにおいて、任意の水素はフッ素で置き換えられてもよく、任意の $-CH_2$ -が-O-またはシクロアルキレンで置き換えられてもよい。炭素数 $1\sim20$ のアルキルの任意の-C H_2 -がシクロアルケニレンで置き換えられた基において、任意の水素はフッ素で置き換えられてもよい。

5 15. 請求項1に記載の式(1)におけるRのそれぞれが置換または非置換のフェニルの群およびナフチルから独立して選択される基であり、官能基が請求項13に記載の官能基と同様に定義される基である、請求項12に記載のシルセスキオキサン誘導体。

但し、置換または非置換のフェニルにおいて、ベンゼン環の任意の水素はハロゲンまたは炭素数1~10のアルキルで置き換えられてもよい。そして、この炭素数1~10のアルキルにおいて、任意の水素はフッ素で置き換えられてもよく、任意の-CH2-は-O-、-CH=CH-、シクロアルキレンまたはフェニレンで置き換えられてもよい。フェニルが複数の置換基を有するときは、それらの置換基は同一の基であってもよいし、異なる基であってもよい。

16. 請求項1に記載の式(1)におけるRのそれぞれが置換または非置換のフェニルアルキルの群から独立して選択される基であり、官能基が請求項13に記載の官能基と同様に定義される基である、請求項12に記載のシルセスキオキサン誘導体。

但し、置換または非置換のフェニルアルキルのフェニルにおいて、ベンゼン環の 任意の水素はハロゲンまたは炭素数 1~12のアルキルで置き換えられてもよい。そして、この炭素数 1~12のアルキルにおいて、任意の水素はフッ素で置き換えられてもよく、任意の一CH2~は一〇一、一CH=CH一、シクロアルキレンまたはフェニレンで置き換えられてもよい。置換または非置換のフェニルアルキルのアルキレンにおいて、その炭素数は 1~12であり、任意の水素はフッ素で置き換えられてもよく、任意の一CH2~は一〇一またはシクロアルキレンで置き換えられてもよく、任意の一CH2~は一〇一またはシクロアルキレンで置き換えられてもよい。フェニルが複数の置換基を有するときは、それらの置換基は同一の基であってもよいし、異なる基であってもよい。

17. 請求項1に記載の式(1)中のRのそれぞれが置換または非置換のフ

10

15

20

25

エニルアルケニルの群から独立して選択される基であり、官能基が請求項13に 記載の官能基と同様に定義される基である、請求項12に記載のシルセスキオキ サン誘導体。

但し、置換または非置換のフェニルアルケニルのフェニルにおいて、ベンゼン環の任意の水素はハロゲンまたは炭素数1~12のアルキルで置き換えられてもよい。そして、この炭素数1~12のアルキルにおいて、任意の水素はフッ素で置き換えられてもよく、任意の一CH2一は一O一、一CH=CHー、シクロアルキレンまたはフェニレンで置き換えられてもよい。置換または非置換のフェニルアルケニルのアルケニレンにおいて、その炭素数は1~12であり、任意の水素はフッ素で置き換えられてもよく、任意の一CH2一は一O一またはシクロアルキレンで置き換えられてもよく、任意の一CH2一は一O一またはシクロアルキレンで置き換えられてもよい。フェニルが複数の置換基を有するときは、それらの置換基は同一の基であってもよいし、異なる基であってもよい。

18. 請求項1に記載の式(1)中のRのそれぞれが炭素数1~8のアルキルの群、置換または非置換のフェニルの群、置換または非置換のフェニルアルキルの群およびナフチルから独立して選択される基であり、官能基が請求項13に記載の官能基と同様に定義される基である、請求項12に記載のシルセスキオキサン誘導体。

但し、炭素数1~8のアルキルにおいて、任意の水素はフッ素で置き換えられてもよく、任意の一CH2ーは一〇一、一CH=CH一、シクロアルキレンまたはシクロアルケニレンで置き換えられてもよい。置換または非置換のフェニルにおいて、ベンゼン環の任意の水素はハロゲン、メチルまたはメトキシで置き換えられてもよい。置換または非置換のフェニルアルキルのフェニルにおいて、ベンゼン環の任意の水素はフッ素、炭素数1~4のアルキル、エテニルまたはメトキシで置き換えられてもよい。置換または非置換のフェニルアルキルのアルキレンにおいて、その炭素数は1~8であり、任意の一CH2ーは一〇一、一CH=CHーまたはシクロアルキレンで置き換えられてよい。フェニルが複数の置換基を有するときは、それらの置換基は同一の基であってもよいし、異なる基であってもよい。

20

25

19. 請求項1に記載の式 (1) 中のRのすべてが炭素数1~8のアルキルの群、置換または非置換のフェニルの群、置換または非置換のフェニルアルキルの群およびナフチルから選択される同一の基であり、官能基が請求項13に記載の官能基と同様に定義される基である、請求項12に記載のシルセスキオキサン誘導体。

但し、炭素数1~8のアルキルにおいて、任意の水素はフッ素で置き換えられてもよく、任意の一CH2ーは一〇一、一CH=CH一、シクロアルキレンまたはシクロアルケニレンで置き換えられてもよい。置換または非置換のフェニルにおいて、ベンゼン環の任意の水素はハロゲン、メチルまたはメトキシで置き換えられてもよい。置換または非置換のフェニルアルキルのフェニルにおいて、ベンゼン環の任意の水素はフッ素、炭素数1~4のアルキル、エテニルまたはメトキシで置き換えられてもよい。置換または非置換のフェニルアルキルのアルキレンにおいて、その炭素数は1~8であり、任意の一CH2ーは一〇一、一CH=CHーまたはシクロアルキレンで置き換えられてよい。フェニルが複数の置換基を有するときは、それらの置換基は同一の基であってもよいし、異なる基であってもよい。

20. 請求項1に記載の式(1)中のRのすべてが置換または非置換のフェニルの群、置換または非置換のフェニルアルキルの群およびナフチルから選択される同一の基であり、官能基が請求項13に記載の官能基と同様に定義される基である、請求項12に記載のシルセスキオキサン誘導体。

但し、置換または非置換のフェニルにおいて、ベンゼン環の任意の水素はハロゲン、メチルまたはメトキシで置き換えられてもよい。置換または非置換のフェニルアルキルのフェニルにおいて、ベンゼン環の任意の水素はフッ素、炭素数1~4のアルキル、エテニルまたはメトキシで置き換えられてもよい。置換または非置換のフェニルアルキルのアルキレンにおいて、その炭素数は1~8であり、任意の一CH2 ーは一〇一、一CH=CH-またはシクロアルキレンで置き換えられてよい。フェニルが複数の置換基を有するときは、それらの置換基は同一の基であってもよいし、異なる基であってもよい。

- 21. 請求項1に記載の式(1)におけるRのすべてが非置換のフェニルであり、官能基が請求項13に記載の官能基と同様に定義される基である、請求項12に記載のシルセスキオキサン誘導体。
- 22. 請求項1に記載の式(a) および式(b) のそれぞれにおいて、少な 5 くとも一つのXが重合性を有する基である、請求項1~21のいずれか1項に記載のシルセスキオキサン誘導体。
 - 23. 重合性を有する基が重合性の二重結合、エポキシまたはオキセタン環を有する基である、請求項22に記載のシルセスキオキサン誘導体。
- 24. 請求項1に記載の式 (a) および式 (b) のそれぞれにおいて、少な (b) くとも一つの(a) などった。 (b) のそれぞれにおいて、少な (b) なでは、(b) のそれぞれにおいて、少な (c) ないでは、(c) ないでは、
 - 25. 請求項1に記載の式(a) および式(b) のそれぞれにおいて、少なくとも一つのXがハロゲン化アルキルである、請求項 $1\sim21$ のいずれか1 項に記載のシルセスキオキサン誘導体。
- 15 26. 請求項22に記載のシルセスキオキサン誘導体を用いて得られる重合 体。
 - 27. 請求項23に記載のシルセスキオキサン誘導体を用いて得られる重合体。
- 28. 請求項24に記載のシルセスキオキサン誘導体を用いて得られる重合 20 体。
 - 29. 式(2)で示されるシルセスキオキサン誘導体に少なくとも2つの塩素を有するケイ素化合物を反応させることを特徴とする、請求項1に記載のシルセスキオキサン誘導体の製造方法。

$$\begin{bmatrix}
R & Si & O & Si & R \\
O & Si & O & Si & R & O \\
O & Si & O & Si & R & O
\end{bmatrix}$$

$$A M \qquad (2)$$

式(2)において、Rは請求項1に記載の式(1)におけるRと同一であり、Mは1価のアルカリ金属原子である。

30. 少なくとも2つの塩素を有するケイ素化合物が式(3)で示される化合物である、請求項29に記載の製造方法。

5

式 (3) において、nは0または1、2は-O-、 $-CH_2$ - または単結合であり、 X^1 のそれぞれは水素、ハロゲン、炭素数 $1\sim45$ のアルキルの群、置換または非置換のアリールの群および置換または非置換のアリールアルキルの群から独立して選択される基である。

- 10 但し、炭素数 $1 \sim 45$ のアルキルにおいて、任意の水素はフッ素で置き換えられてもよく、任意の $-CH_2$ -は-O-、-CH=CH-、シクロアルキレン、またはシクロアルケニレンで置き換えられてもよい。置換または非置換のアリールアルキル中のアルキレンにおいて、任意の水素はフッ素で置き換えられてもよく、任意の $-CH_2$ -は-O-、-CH=CH-、またはシクロアルキレンで置き換えられてもよい。
 - 31. 少なくとも2つの塩素を有するケイ素化合物が、式(4)で示される化合物である、請求項29に記載の製造方法。

式 (4) における X^1 は、請求項30に記載の式 (3) における X^1 と同様に定義される。

32. 少なくとも2つの塩素を有するケイ素化合物が、式(5)で示される化合物である、請求項29に記載の製造方法。

$$X^{1}$$
— Si — Z — Si — X^{1}
 CI
 CI
 CI
 CI

式 (5) における Z および X^1 は、請求項 3 0 に記載の式 (3) における Z および X^1 と、それぞれ同様に定義される。

33. 式(2)で示されるシルセスキオキサン誘導体。

$$\begin{bmatrix}
R & Si & O & Si & R \\
R & O & O & O & O \\
O & Si & O & Si & R & O \\
R & Si & O & Si & R & O
\end{bmatrix}$$

$$A M \qquad (2)$$

- 10 式 (2) において、Rは請求項1に記載の式 (1) におけるRと同一であり、Mは1価のアルカリ金属原子である。
 - 34. Rが請求項2~11のいずれか1項に記載のRと同様に定義される基である、請求項33に記載のシルセスキオキサン誘導体。
- 35.式(6)で示されるケイ素化合物を用いることを特徴とする、請求項 33に記載のシルセスキオキサン誘導体の製造方法。



- 式(6)において、Rは請求項33に記載の式(2)におけるRと同一であり、 Aは加水分解性の基である。
- 36.1価のアルカリ金属水酸化物および水を用いて式(6)で示されるケ イ素化合物を加水分解し、縮合させることを特徴とする、請求項35に記載の製造方法。
 - 37. 1価のアルカリ金属水酸化物が水酸化ナトリウムまたは水酸化カリウムであり、これと水に加えてアルコール類を存在させることを特徴とする、請求項36に記載の製造方法。
- 10 38. 請求項35に記載の式(6)中のAが塩素または炭素数1~4のアル キルオキシである、請求項35~37のいずれか1項に記載の製造方法。
 - 39.式(6)におけるRが、請求項2~11のいずれか1項に記載のRと同様に定義される基である、請求項35に記載の製造方法。

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP02/09538

Int.Cl ⁷ C07F7/08, 7/12, 7/18, C08G77/20, 77/14, 65/22, C08F299/08 According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC B. FIELDS SEARCHED Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) Int.Cl ⁷ C07F7/08, 7/12, 7/18, C08G77/20, 77/14, 65/22, C08F299/08 Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used) CAPLUS (STN), CAOLD (STN), REGISTRY (STN) Category* Citation of document with indication where practice is a search of the consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)	A. CIA	SSIFICATION OF SUBJECT MATTER			102/03336
B. FIELDS SEARCHED	Int	.C1 ⁷ C07F7/08, 7/12, 7/18, C08G	77/20, 77/14	, 65/22, 0	C08F299/08
Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) Int. C17 C07F7/08, 7/12, 7/18, C08G77/20, 77/14, 65/22, C08F299/08 Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched than the field of the field of the fields searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched than the field of the fields searched than the field of the fields searched other than the profit date of the fields searched than the profit of the fields searched that the profit of the fields searched than the profit of the fields searched that the profit of the field searched the fields searched that the profit of the fields searched the profit of the			onal classification ar	nd IPC	
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used) CAPLUS (STN), CAOLD (STN), REGISTRY (STN) C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Category* Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No. A JP 2010-334881 A (Konica Corp.),					
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used) CAPLUS (STN), CAOLD (STN), REGISTRY (STN) C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Category* Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No. A JP 2000-334881 A (Konica Corp.), 05 December, 2000 (05.12.00), (Family: none) A JF 2001-48890 A (Director General, Agency of Industrial Science and Technology), 20 February, 2001 (20.02.01), (Family: none) A EP 348705 A2 (Akademie der Wissenschaften der DDR), 03 January, 1990 (03.01.90), 6 JP 2-67290 A A EF 624591 A1 (WACKER-CHEMIE GMBH), 17 November, 1994 (17.11.94), 6 JF 6-329687 A 6 DE 4316101 A1 6 RU 2111221 C1 6 CA 2123549 A1 Further documents are listed in the continuation of Box C. Further document but published on or after the international filing date or received on the stablish the publication date of acocker clubton or other special reason such as priority club, as periority direction between the document is state allow considered to be of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to the considered to	Minimum	documentation searched (classification system followed by	y classification symb	ols)	
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used) CAPLUS (STN), CAOLD (STN), REGISTRY (STN) C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Category* Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No. A JP 2000-334881 A (Konica Corp.), (Family: none) A JP 2001-48890 A (Director General, Agency of Industrial Science and Technology), (Family: none) A EP 348705 A2 (Akademie der Wissenschaften der DDR), 03 January, 1990 (03.01.90), 6 JP 2-67290 A A EP 624591 A1 (WACKER-CHEMIE GMBH), 17 November, 1994 (17.11.94), 6 JP 6-329687 A 6 RU 2111221 C1 6 CA 2123549 A1 Further documents are listed in the continuation of Box C. See patent family annex. Further documents are listed in the continuation of Box C. See patent family annex. Further documents are listed in the continuation of sox C. See patent family annex. Further documents are listed in the continuation of sox C. See patent family annex. Further document but published prior to the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cled to understant the priority date claimed invention cannot be accounted to small set before the international filing date or priority date claimed invention cannot be accounted to small set before the invention of the invention of the international filing date but later than the priority date claimed A continue to a road disclosure, use, exhibition or other special reason, to special completion of the international search than the priority date claimed accounted publication fate or another claimed invention cannot be accounted to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such decument is combined with one or more other such document is combined with one	1110	101 COVE 1708, 7712, 7718, COSG	77/20, 77/14	, 65/22, C	:08F299/08
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Category* Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No J JP 2000-334881 A (Konica Corp.), (5 mily: none) A JP 2001-48890 A (Director General, Agency of Industrial Science and Technology), (20 February, 2001 (20.02.01), (Family: none) A EP 348705 A2 (Akademie der Wissenschaften der DDR), (3 January, 1990 (03.01.90), (5 JP 2-67290 A A EP 624591 A1 (WACKER-CHEMIE GMBH), 17 November, 1994 (17.11.94), (5 JP 6-329687 A & DE 4316101 A1) (6 RU 2111221 C1 & CA 2123549 A1) Further documents are listed in the continuation of Box C. See patent family annex. Special categories of cited documents: document defining the general state of the art which is not contact to be of particular relevance: data comment by problished or or after the international filing date or additional to be of particular relevance; the claimed invention cannot be special rason (as specified) J Comment which may throw doubts on priority claim(d) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special rason (as specified) J Comment effering to an oral disclosure, use, exhibition or other means document upblished prior to the international filing date to relevant published prior to the international stand to considered to inventive and the more of particular relevance; the claimed invention cannot be special rason (as specified) J Comment effering to an oral disclosure, use, exhibition or other means document upblished prior to the international stand to remedie a ninventive application but cited to understand the principle or theory underlying the invention cannot be considered to a considered to inventive and the combined with one or inventive step when the document is taken allowed and the principle or theory underlying the invention cannot be considered to a considered to inventive and the combined with one or inventive step when the document or inventive step when the document is taken allowed and the princ	Documenta	ation searched other than minimum documentation to the e	extent that such docu	ments are included	I in the fields searched
Category* Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages A JP 2000-334881 A (Konica Corp.), 05 December, 2000 (05.12.00), (Family: none) A JP 2001-48890 A (Director General, Agency of Industrial Science and Technology), 20 February, 2001 (20.02.01), (Family: none) A EP 348705 A2 (Akademie der Wissenschaften der DDR), 03 January, 1990 (03.01.90), 6 JP 2-67290 A A EP 624591 A1 (WACKER-CHEMIE GMBH), 17 November, 1994 (17.11.94), 6 JP 6-329687 A & DE 4316101 A1 6 RU 2111221 C1 & CA 2123549 A1 Further documents are listed in the continuation of Box C. Special entegories of cited document: document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance: certailer document but published on or after the international filing date or document defining the general state of the art which is not considered to be of particular inclusion date of another cistion or other special reason (as specified) The comment defining the general state of the art which is not considered to the order of the same patient of the comment with the application but cited to establish the published on or after the international filing date or document but the priority date and not in conflict with the application but cited to establish the published on or after the international filing date or document by the priority date and not in conflict with the application but cited to establish the published prior to the international filing date or document by the priority date and not in conflict with the application but cited to establish the published prior to the international filing date but later than the priority date claimed The comment published prior to the international filing date but later than the priority date claimed The comment published prior to the international search than the priority date claimed The comment published prior to the international filing date but later than the priority date claimed The comment published prior to the international filing	Electronic (CAP)	data base consulted during the international search (name of LUS (STN), CAOLD (STN), REGISTRY (St	of data base and, who	re practicable, sea	arch terms used)
A JP 2000-334881 A (Konica Corp.), (Family: none) A JP 2001-48890 A (Director General, Agency of Industrial Science and Technology), 20 February, 2001 (20.02.01), (Family: none) A EP 348705 A2 (Akademie der Wissenschaften der DDR), 03 January, 1990 (03.01.90), 6 JP 2-67290 A A EP 624591 A1 (WACKER-CHEMIE GMBH), 17 November, 1994 (17.11.94), 6 JP 6-329687 A 6 DE 4316101 A1 6 RU 2111221 C1 5 CA 2123549 A1 Further documents are listed in the continuation of Box C. Further documents of cited documents: document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance catifer document but published on or after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention considered to evolve an inventive step when the document is taken alone document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is such combined with one or more obsidered to involve an inventive step when the document is such combined with one or more obsidered to involve an inventive step when the document is such combined with one or more obsidered to involve an inventive step when the document is such combined with one or more obsidered to involve an inventive step when the document is combined with one or more obsidered to involve an inventive step when the document is combined with one or more obsidered to involve an inventive step when the document is combined with one or more obsidered to involve an inventive step when the document is such combined with one or more obsidered to involve an inventive step when the document is such combined with one or more obsidered to involve an inventive step when the document is such combined with one or more obsidered to involve an inventive step when the document is combined with one or more obsidered to involve an inventive step when the document is combined with one or more obsidered to involve an in	C. DOCU	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT			
O5 December, 2000 (05.12.00), (Family: none) A JP 2001-48890 A (Director General, Agency of Industrial Science and Technology), 20 February, 2001 (20.02.01), (Family: none) A EP 348705 A2 (Akademie der Wissenschaften der DDR), 03 January, 1990 (03.01.90), 6 JP 2-67290 A A EP 624591 A1 (WACKER-CHEMIE GMBH), 17 November, 1994 (17.11.94), 6 JP 6-329687 A 6 DE 4316101 A1 6 RU 2111221 C1 6 CA 2123549 A1 Futher documents are listed in the continuation of Box C. Special entegories of cited documents: document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance; the claimed invention cannot be called to be of particular relevance; the claimed invention cannot be special reason (as specified) course at referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another clation or other special reason (as specified) course in the relevance; the claimed invention cannot be special reason (as specified) course in the priority date claimed on or after the international filing date or priority date and not in conflict with the application cannot be considered to revolve an inventive state when the document is special reason (as specified) course of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive star becament is taken alone of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive star becament is accument by the published proof to the international filing date but later than the priority date claimed The proof of the actual completion of the international filing date but later the international filing date or priority date claimed invention cannot be considered to involve an inventive star becament is taken alone of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive star becament is accument of particular relevance; the claimed invention cannot be considered				nt passages	Relevant to claim No.
20 February, 2001 (20.02.01), (Family: none) A EP 348705 A2 (Akademie der Wissenschaften der 1–39 DDR), 03 January, 1990 (03.01.90), 6 JP 2-67290 A A EP 624591 A1 (WACKER-CHEMIE GMBH), 17 November, 1994 (17.11.94), 6 JP 6-329687 A 6 DE 4316101 A1 6 RU 2111221 C1 6 CA 2123549 A1 Further documents are listed in the continuation of Box C. Special categories of cited documents: document defining the general state of the art which is not considered to be of paticular relevance: date document but published on or after the international filing date or onsidered to the order of the state of the stabilish the publication date of another citation or other special reason (as specified) document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed ate of the actual completion of the international filing date but later than the priority date claimed ate of the actual completion of the international filing date but later than the priority date claimed 1-39 Sec patent family annex. Sec patent family annex. Sec patent family annex. Sec patent family annex. """ Sec pa	A	05 December, 2000 (05.12.00),	.),		1-39
A EP 624591 A1 (WACKER-CHEMIE GMBH), 17 November, 1994 (17.11.94), 6 JP 6-329687 A & DE 4316101 A1 6 RU 2111221 C1 & CA 2123549 A1 Further documents are listed in the continuation of Box C. Special categories of cited documents: document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance: cater document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means document published prior to the international filling date but later whan the priority date claimed ate of the actual completion of the international search of December, 2002 (06.12.02) Date of mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office Authorized officer Table 4316101 A1 Later document published after the international filling date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is such document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is accombined with one or more other such document is accombined with one or more other such document is accombined with one or more other such document is accombined with one or more other such document is accombined with one or more other such document is accombined with one or more other such document is accombined with one or more other such document is accombined with one or more other such document is accombined with one or more other such document is	A	20 February, 2001 (20.02.01).		1-39	
Further documents are listed in the continuation of Box C. Special categories of cited documents: Special categories of cited documents: Considered to be of particular relevance cited to establish the publication date of another citation or other means document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed ate of the actual completion of the international search of December, 2002 (06.12.02) Telephone No. See patent family annex. To later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document such documents, such combined with one or more other such documents, such combined with one or more other such documents, such combined with one or more other such documents, such combined with one or more other such documents, such combined with one or more other such documents, such combined with one or more other such documents, such combined with one or more other such documents, such combined with one or more other such documents, such combined with one or more other such documents, such combined with one or more other such documents, such combined with one or more other such documents, such combined with one or more other such documents, such combined with one or more other such documents, such combined with one or more other such documents, such combined with one or more other such documents, such combined with one or more other such document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document of particular relevance. To document published prior to the international fi	A	03 January, 1990 (03.01.90).		1-39	
Special categories of cited documents: document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance eather document but published on or after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive atternance of particular relevance; the claimed invention cannot be special reason (as specified) "Y" document published prior to the international filing date but later means document published prior to the international filing date but later the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone or more other such document is combined with one or more other such documents, such combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art document member of the same patent family Date of mailing of the international search report 24 December, 2002 (24.12.02) Authorized officer Telephone No.	A .	17 November, 1994 (17.11.94),			1-39
document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance eadier document but published on or after the international filing date document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed ate of the actual completion of the international search O6 December, 2002 (06.12.02) Dame and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office document defining the general state of the art which is not considered not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to envolve an inventive step when the document is taken alone document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered novel or cannot be considered to evaluate the international time document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered novel or cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be c	Furthe	r documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family	annex.	
O6 December, 2002 (06.12.02) ame and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office Csimile No. Z4 December, 2002 (24.12.02) Authorized officer Telephone No.	document consider date date document cited to special reformations document than the	at defining the general state of the art which is not end to be of particular relevance occument but published on or after the international filing "X" at which may throw doubts on priority claim(s) or which is establish the publication date of another citation or other eason (as specified) at referring to an oral disclosure, use, exhibition or other at published prior to the international filing date but later "&"	priority date and no understand the princ document of particu considered novel or step when the document of particu considered to involv combined with one combination being o	t in conflict with the ciple or theory unde lar relevance; the cl cannot be consider ment is taken alone lar relevance; the cl e an inventive step or more other such or byious to a person;	application but cited to dying the invention aimed invention cannot be at to involve an inventive aimed invention cannot be when the document is locuments, such skilled in the art
Japanese Patent Office CSimile No. Telephone No.	06 De	tual completion of the international search cember, 2002 (06.12.02)	e of mailing of the in 24 Decembe	ternational search	report (4.12.02)
CSimile No. Telephone No.			Authorized officer		
Telephone 140.	CSimile No.		nhone N-		

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl' C07F7/08、7/12、7/18、C08G77/20、77/14、65/22、C08F299/08

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int. C1' C07F7/08、7/12、7/18、C08G77/20、77/14、65/22、C08F299/08

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語)

CAPLUS (STN), CAOLD (STN), REGISTRY (STN)

C. 関連すると認められる文献

	2と 時の 54 で 3 大阪	
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
A	JP 2000-334881 A (コニカ株式会社) 2000. 12. 05 (ファミリーなし)	1-39
A	JP 2001-48890 A (工業技術院長) 2001.02.20 (ファミリーなし)	1-39
A	EP 348705 A2 (Akademie der Wissenschaften der DDR) 1990. 01. 03 & JP 2-67290 A	1-39

図 C棚の続きにも文献が列挙されている。

□ パテントファミリーに関する別紙を参照。

- * 引用文献のカテゴリー
- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す もの
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献(理由を付す)
- 「O」ロ頭による開示、使用、展示等に言及する文献
- 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの
- 「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

06.12.02

国際調査報告の発送日

24.12.02

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/JP) 郵便番号100-8915

東京都千代田区設が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員) 藤森 知郎



4H 9357

電話番号 03-3581-1101 内線 3443

国際調查報告

国際出願番号 PCT/JP02/09538

関連すると認められる文献			
対理 対理 対理 対理 対理 対理 対理 対理			
カテゴリー* 引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の扱小 A EP 624591 A1 (WACKER-CHEMIE GMBH) 1994. 11. 17 & JP 6-329687 A & DE 4316101 A1 & RU 2111221 C1 & CA 2123549 A1			
-			
	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示 EP 624591 A1 (WACKER-CHEMIE GMBH) 1994. 11. 17 & JP 6-329687 A & DE 4316101 A1 & RU 2111221 C1	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示 関連する 節求の範囲の番号 EP 624591 A1 (WACKER-CHEMIE GMBH) 1994. 11. 17 & JP 6-329687 A & DE 4316101 A1 & RU 2111221 C1	

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER: ____

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.